



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 10 2006 033 713 A1** 2007.12.06

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2006 033 713.1**

(22) Anmeldetag: **20.07.2006**

(43) Offenlegungstag: **06.12.2007**

(51) Int Cl.⁸: **H01L 51/52** (2006.01)

(66) Innere Priorität:

10 2006 025 115.6 30.05.2006

(71) Anmelder:

**OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93049
Regensburg, DE**

(74) Vertreter:

**Epping Hermann Fischer,
Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80339 München**

(72) Erfinder:

**Tschamber, Carsten, 91054 Erlangen, DE; Sarfert,
Wiebke, 91074 Herzogenaurach, DE; Weiß, Oliver,
91054 Erlangen, DE; Buchhauser, Dirk, 91052
Erlangen, DE; Heuser, Karsten, Dr., 91056
Erlangen, DE; Gärditz, Christoph, 91052 Erlangen,
DE**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu
ziehende Druckschriften:

JP 2006-2 36 762 A

JP 2002-3 66 059 A

JP 2002-3 14 655 A

JP 2002-0 95 517 A

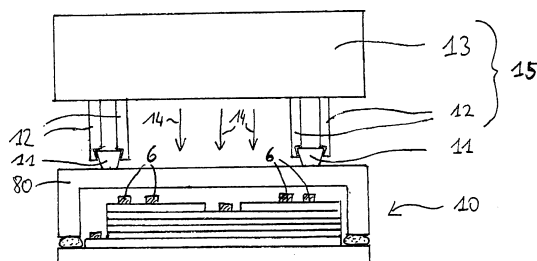
JP 2002-0 27 061 A

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Organisches lichtemittierendes Bauelement, Vorrichtung mit einem organischen lichtemittierenden Bauelement und Beleuchtungseinrichtung sowie Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches lichtemittierendes Bauelement, das ein Substrat (100), eine auf dem Substrat angeordnete erste Elektrode (20), einen auf der ersten Elektrode angeordneten Schichtstapel (300), der mindestens eine Schicht aufweist, die ein organisches Material umfasst und eine auf dem Schichtstapel angeordnete zweite Elektrode (40) umfasst. Der Schichtstapel ist dazu geeignet, im Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Weiter umfasst das Bauelement eine Empfangervorrichtung (6), die geeignet ist, Energie aus einem elektromagnetischen Wechselfeld (14) zu entnehmen und zumindest teilweise in elektrische Energie umzuwandeln und dem Schichtstapel zur Verfügung zu stellen. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung mit einem organischen lichtemittierenden Bauelement und eine Beleuchtungseinrichtung sowie ein Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein organisches lichtemittierendes Bauelement und ein Verfahren zur Herstellung eines solchen.

[0002] Organische lichtemittierende Bauelemente weisen in der Regel organische Materialien auf, die sehr leicht Verbindungen mit Wasser und Sauerstoff eingehen können, was in der Regel zu einer beschleunigten Degradation der Bauelemente führt. Um den Kontakt der organischen Materialien mit Wasser und Sauerstoff möglichst weitgehend zu vermeiden, werden organische lichtemittierende Bauelemente üblicherweise verkapselt, wie dies beispielsweise in der Druckschrift WO 01/45140 A2 beschrieben ist.

[0003] Zur elektrischen Kontaktierung werden bei herkömmlichen organischen lichtemittierenden Bauelementen elektrische Leiterbahnen durch die Verkapselung nach außen geführt, wo sie an elektrischen Kontaktflächen enden, mit denen das Bauelement an eine Treiberelektronik angeschlossen wird. Im Bereich der durch die Verkapselung geführten Leiterbahnen ist eine zufrieden stellende Dichtigkeit der Verkapselung nur schwer zu erreichen. Die Leiterbahnen wirken als Permeationskanäle und lassen Wasser, Sauerstoff oder andere korrosive Materialien von außen zu den organischen Materialien vordringen.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein organisches lichtemittierendes Bauelement anzugeben, bei dem die Gefahr einer Degradation aufgrund von Reaktionen mit Wasser, Luftsauerstoff, oder Ähnlichem verringert ist und das darüber hinaus besonders vielseitig einsetzbar ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauelements anzugeben.

[0005] Diese Aufgaben werden durch ein organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 1, eine Vorrichtung gemäß Anspruch 17, eine Beleuchtungseinrichtung gemäß Anspruch 24 und durch ein Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements gemäß Anspruch 26 gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen sind jeweils in den abhängigen Ansprüchen angegeben. Der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche wird hiermit ausdrücklich durch Rückbezug in die Beschreibung aufgenommen.

[0007] Ein organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß der Erfindung umfasst insbesondere:

- ein Substrat,
- eine erste Elektrode,

- einen Schichtstapel, der mindestens eine Schicht aufweist, die ein organisches Material enthält und der geeignet ist, im Betrieb elektromagnetische Strahlung zu emittieren,
- eine zweite Elektrode,
- eine Empfängervorrichtung, die geeignet ist, Energie aus einem elektromagnetischen Wechselfeld zu entnehmen und zumindest teilweise in elektrische Energie umzuwandeln.

[0008] Das Substrat enthält beispielsweise mindestens eines der folgenden Materialien oder besteht daraus: Glas, Halbleitermaterialien wie Silizium, Metalle wie Stahl oder Edelstahl oder Kunststoffe wie Poly(Ethylenterephthalat) (PET), Poly(butylenterephthalat) (PBT), Poly(ethylnaphthalat) (PEN), Polycarbonat (PC), Polyimid (PI), Polysulfon (PSO), Poly(p-Phenylenethersulfon) (PES), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Poly(vinylchlorid) (PVC), Polystyrol (PS) oder Poly(methylmetacrylat) (PMMA).

[0009] Das Substrat liegt zweckmäßigerweise in Form einer Platte oder einer Folie vor. Beispielsweise ist das Substrat ein Glasplatte, die in einer Ausführungsform eine Dicke von größer oder gleich 0,5 mm und/oder kleiner oder gleich 3 mm hat. Beispielsweise hat die Glasplatte eine Dicke von 1 mm. Bei einer Ausführungsform ist das Substrat sehr dünn und/oder flexibel. Beispielsweise ist ein flexibles Substrat eine dünne Glasplatte mit einer Dicke zwischen 50 und 100 µm, wobei die Grenzen eingeschlossen sind. Bei einer Ausführungsform ist das dünne und/oder flexible Substrat eine Folie, die ein Metall und/oder einen Kunststoff aufweist. Die Folie hat beispielsweise eine Dicke zwischen 50 und 400 µm, insbesondere zwischen 100 und 200 µm, wobei die Grenzen jeweils eingeschlossen sind. So sind beispielsweise besonders leichte und/oder flexible Bauelemente möglich.

[0010] Soll zumindest ein Teil der von dem Schichtstapel im Betrieb erzeugten Strahlung durch das Substrat hindurch ausgekoppelt werden, weist dieses zweckmäßigerweise ein Material auf, das für eine von dem Schichtstapel emittierte Strahlung zumindest teilweise durchlässig ist.

[0011] Die erste Elektrode ist bevorzugt auf dem Substrat aufgebracht. Es kann sich dabei entweder um die Anode oder um die Kathode handeln. Handelt es sich bei der ersten Elektrode um die Anode, weist diese zweckmäßigerweise ein Material auf, das eine hohe Austrittsarbeit für Elektronen, bevorzugt von größer oder gleich 4,5 eV, besitzt. In der Anode ist beispielsweise ein Metall wie Pt, Au, In und/oder Pd, ein transparentes, leitfähiges Oxid, insbesondere Indium-Zinn-Oxid (ITO), Bleioxid und/oder Zinnoxid, LiF und/oder Graphit, ein anorganisches Halbleitermaterial wie Si, Ge bzw. GaAs und/oder ein leitfähiges Polymer wie Polypyrrol, Polyanilin (PANI)

und/oder Poly-3,4-ethyldioxythiophen (PEDOT) enthalten.

[0012] Stellt die erste Elektrode eine Kathode dar, weist sie üblicherweise ein Material mit einer niedrigen Austrittsarbeit für Elektronen auf. Beispielsweise enthält die Kathode Ca, Mg, eine Magnesiumlegierung wie Mg:Ag, Yb, Ba, eine Aluminiumlegierung wie Li:Al oder eine Kombination aus mindestens zwei dieser Materialien.

[0013] Dicke und/oder Material der ersten Elektrode werden gemäß einer Ausführungsform so gewählt, dass eine von dem Schichtstapel im Betrieb emittierte Strahlung zumindest teilweise durch die erste Elektrode ausgekoppelt wird. Als Materialien sind hierfür im Fall einer ersten Elektrode, die eine Anode ist, beispielsweise transparente leitfähige Oxide geeignet, die in der Regel zumindest teilweise für eine von dem Schichtstapel im Betrieb emittierte Strahlung durchlässig sind.

[0014] Alternativ kann die von dem Schichtstapel im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung durch die zweite Elektrode ausgekoppelt werden, die zweckmäßigerweise auf der der ersten Elektrode gegenüberliegenden Seite des Schichtstapels aufgebracht ist. Dann umfasst die erste Elektrode bevorzugt zusätzlich eine metallische Schicht mit guten Reflexionseigenschaften für die von dem Schichtstapel emittierte Strahlung. Beispielsweise enthält die metallische Schicht Ag, Al, Mg, Ca, Pt und/oder eine Legierung, die mindestens zwei dieser Metalle umfasst.

[0015] Bei der zweiten Elektrode kann es sich entweder um die Kathode oder um die Anode handeln. Stellt die erste Elektrode eine Anode dar, handelt es sich bei der zweiten Elektrode um eine Kathode und umgekehrt. Geeignete Materialien entsprechen den für die erste Elektrode beschriebenen. Bevorzugt umfasst die Kathode eine erste Schicht, die mindestens ein Alkalimetall und/oder ein Erdalkalimetall aufweist. Besonders bevorzugt umfasst sie auch eine zweite Schicht, die ein Metall, beispielsweise Al, Ag und/oder Au, aufweist.

[0016] Der Schichtstapel ist in der Regel auf der ersten Elektrode aufgebracht. Er umfasst mindestens eine Schicht, die mindestens ein organisches Material aufweist. Dabei handelt es sich z. B. um ein niedermolekulares Material ("small molecules") und/oder ein Polymer.

[0017] Der Schichtstapel umfasst eine im Betrieb lichtemittierende Schicht, die ein Emittiermaterial, insbesondere ein organisches Emittiermaterial, enthält. Zu geeigneten Emittiermaterialien zählen beispielsweise photo- und/oder elektrolumineszierende, fluoreszierende und phosphoreszierende organische

Materialien mit niedrigem oder hohem Molekulargewicht.

[0018] Geeignete Materialien mit niedrigem Molekulargewicht (niedermolekulare Materialien) sind beispielsweise Tris-8-aluminium-quinolinol-Komplexe wie Tris-(8-hydroxychinolinato)-aluminium (Alq_3), 1,4-bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl (DPVBi) und Cumarine.

[0019] Geeignete organische Materialien mit hohem Molekulargewicht sind zum Beispiel organische oder organometallische Polymere. Dazu gehören Polyfluorene, Polythiophene, Polyphenylene, Polythiophenvinylene, Poly-p-Phenylenvinylene (PPV), Polyspiro Polymere und ihre Familien, Kopolymere, Derivate und Mischungen.

[0020] Bei einer Ausführungsform umfasst der Schichtstapel auch eine, vorzugsweise der Anode benachbarte, Lochtransportschicht und/oder eine, vorzugsweise der Kathode benachbarte, Elektronentransportschicht. Solche Loch- bzw. Elektronentransportschichten sind beispielsweise in der Druckschrift US 2005/0158523 A1 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Die Lochtransportschicht weist zum Beispiel PEDOT, 4,4'',4-Tris(N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino)triphenylamine (1-Naphdata) und/oder 4,4'-bis[N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino]biphenyl (α -NPD) auf oder besteht aus mindestens einem dieser Materialien. Die Elektronentransportschicht weist beispielsweise 4,7-Diphenyl-1,10-phenantroline (BPhen) und/oder Alq_3 auf oder besteht daraus.

[0021] Das organische lichtemittierende Bauelement wird zum Betrieb zweckmäßigerweise einem elektromagnetischen Wechselfeld ausgesetzt. Bei dem elektromagnetischen Wechselfeld handelt es sich vorzugsweise um ein elektrisches und/oder magnetisches Feld, das zeitlich variiert. Die zeitliche Variation erfolgt besonders bevorzugt periodisch. Beispielsweise handelt es sich bei dem elektromagnetischen Wechselfeld um ein Hochfrequenzfeld oder um Mikrowellen. Bei einer Ausführungsform hat das elektromagnetische Wechselfeld eine Frequenz zwischen 30 und 500 kHz, bei einer anderen Ausführungsform eine Frequenz zwischen 10 und 15 MHz, wobei die Grenzen jeweils eingeschlossen sind.

[0022] Beispielsweise entnimmt die Empfängervorrichtung diesem elektromagnetischen Wechselfeld Energie. Die Empfängervorrichtung ist dazu geeignet, diese zumindest teilweise in elektrische Energie umzuwandeln und einen Strom in den Schichtstapel einzuprägen. So stellt die Empfängervorrichtung im Betrieb dem Schichtstapel die zur Strahlungsemission benötigte elektrische Energie zur Verfügung. Dazu ist die Empfängervorrichtung vorzugsweise mit der ersten und der zweiten Elektrode elektrisch lei-

tend verbunden.

[0023] Bei einer Ausführungsform umfasst die Empfängervorrichtung eine Spule, bevorzugt eine Mikrospule, und/oder eine Antenne, die zweckmäßigerweise dazu vorgesehen ist, dem elektromagnetischen Wechselfeld Energie zu entnehmen. In der Regel induziert ein elektromagnetisches Wechselfeld in der Spule und/oder der Antenne eine Spannung, die in dem durch den Schichtstapel und ggf. weitere elektrische und/oder elektronische Bauteile geschlossenen Stromkreis einen Strom durch den Schichtstapel hervorruft. Eine Mikrospule hat beispielsweise im Querschnitt eine Höhe von kleiner oder gleich 2 mm, bevorzugt von kleiner oder gleich 1 mm und/oder eine Breite von kleiner oder gleich 5 mm, bevorzugt von kleiner oder gleich 3 mm. Die Länge einer Mikrospule beträgt bei einer Ausführungsform zwischen 20 mm und 50 mm, wobei die Grenzen eingeschlossen sind, beispielsweise beträgt sie 30 mm. Bei mindestens einer Ausführungsform hat die Mikrospule einen Ferritkern.

[0024] Eine Vorrichtung, welche die dem elektromagnetischen Wechselfeld von der Empfängervorrichtung entnommene Energie über einen längeren Zeitraum – also für eine längere Dauer als eine oder wenige Perioden des elektromagnetischen Wechselfeldes – speichert oder akkumuliert (wie beispielsweise ein Akkumulator), ist für den Betrieb des Bauelements nicht notwendig. Vielmehr wird mit der dem elektromagnetischen Wechselfeld entnommenen Energie der Schichtstapel bevorzugt praktisch zeitgleich mit Strom versorgt.

[0025] Die Spule bzw. Antenne ist beispielsweise auf dem Substrat angeordnet, insbesondere ragt die Spule bzw. Antenne in Draufsicht auf die Haupterstreckungsebene des Substrats nicht über dieses hinaus.

[0026] Bei einer Ausführungsform ist die Spule bzw. Antenne neben dem Schichtstapel auf dem Substrat angeordnet. Bei einer anderen Ausführungsform des Bauelements ist auf die zweite Elektrode eine isolierende Schicht aufgebracht, die die zweite Elektrode zumindest teilweise bedeckt. Die Antenne ist vorzugsweise zumindest teilweise auf der isolierenden Schicht angeordnet. Beispielsweise umfasst die Antenne eine Leiterbahn oder mehrere Leiterbahnen, die bevorzugt auf die isolierende Schicht aufgedampft ist bzw. sind. Besonders bevorzugt erstreckt sich die Leiterbahn auch auf die erste und/oder zweite Elektrode.

[0027] Die Antenne bzw. Spule hat beispielsweise die Form einer Spirale, zum Beispiel einer dreieckigen, rechteckigen, sechseckigen oder achteckigen Spirale. Bei einer drei-, sechs- bzw. achteckigen Spirale hat eine Windung der Spirale drei, sechs bzw. acht

Ecken. Die Ecken einer oder mehrerer Windungen der Spirale sind bei einer Ausführungsform abgerundet. Auch andere Geometrien sind für die Antenne denkbar.

[0028] Die Antenne weist in der Regel zwei Enden auf, von denen beispielsweise ein erstes Ende mit der ersten Elektrode verbunden ist und ein zweites Ende mit der zweiten Elektrode verbunden ist. Alternativ kann zwischen dem ersten Ende der Antenne und der ersten Elektrode und/oder zwischen dem zweiten Ende der Antenne und der zweiten Elektrode mindestens ein weiteres, elektrisches oder elektronisches Bauteil der Empfängervorrichtung angeordnet sein. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Widerstand, eine Diode, einen Kondensator, eine Spule und/oder eine Schaltung aus mehreren Bauteilen handeln.

[0029] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform bedeckt die isolierende Schicht einen Randbereich der zweiten Elektrode und lässt einen mittleren Bereich der zweiten Elektrode frei. Beispielsweise ist dann das zweite Ende der Antenne auf dem mittleren Bereich der zweiten Elektrode aufgebracht und mit diesem elektrisch leitend verbunden. Bei einer Variante dieser Ausführungsform bleibt ein Randbereich der zweiten Elektrode von der isolierenden Schicht unbedeckt, auf dem insbesondere das zweite Ende der Antenne angeordnet und mit der zweiten Elektrode elektrisch leitend verbunden ist.

[0030] Die isolierende Schicht weist zum Beispiel Al_2O_3 , Polytetrafluorethylen, Polystyrol (PS) und/oder Poly(methylmetacrylat) (PMMA) auf oder besteht aus einem dieser Materialien.

[0031] Alternativ kann es sich bei der isolierenden Schicht auch um eine selbstorganisierte Monolage handeln. Eine selbstorganisierte Monolage weist vorzugsweise molekulare Gruppen auf, insbesondere besteht sie aus einer Monolage molekularer Gruppen. Eine molekulare Gruppe umfasst zum Beispiel eine Ankergruppe, die geeignet ist, sich an der zweiten Elektrode anzulagern. Bevorzugt umfasst die molekulare Gruppe auch eine dielektrische Einheit, die der Ankergruppe an der von der zweiten Elektrode entfernten Seite nachgeordnet ist. Solche selbstorganisierten Monolagen und molekularen Gruppen sind beispielsweise in den Druckschriften DE 103 28 811 A1, DE 10 2004 005 082 A1 und DE 10 2004 057 760 A1 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Eine isolierende Schicht, die eine selbstorganisierte Monolage aus molekularen Gruppen ist, ist besonders einfach herstellbar und weist keine oder nur wenige Fehlstellen auf, an denen die zweite Elektrode nicht bedeckt ist. Sie hat zudem vorteilhafterweise einen besonders hohen elektrischen Widerstand.

[0032] Ist die Antenne auf einer isolierenden Schicht angeordnet, welche die zweite Elektrode zumindest teilweise bedeckt, erfolgt das Auskoppeln der von dem Schichtstapel im Betrieb erzeugten Strahlung bei einer Ausführungsform im Wesentlichen durch die erste Elektrode und das Substrat hindurch ("bottom-emitter").

[0033] Bei einer weiteren Ausführungsform wird die von dem Schichtstapel im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise durch die zweite Elektrode hindurch ausgekoppelt ("top-emitter").

[0034] Beispielsweise umfasst die Antenne dazu ein Material, das für die von dem Schichtstapel emittierte elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise durchlässig ist, insbesondere ein transparentes, leitfähiges Oxid (Transparent Conducting Oxide, TCO) wie Indium-Zinn-Oxid (ITO) und/oder eine dünne Metallschicht. In diesem Fall wird zumindest ein Teil der elektromagnetischen Strahlung durch die Antenne hindurch ausgekoppelt.

[0035] Alternativ kann von dem Schichtstapel im Betrieb emittierte Strahlung auch durch eine erste und/oder zweite Elektrode hindurch ausgekoppelt werden, auf der eine Antenne angeordnet ist, die im Wesentlichen nicht transparent ist. In diesem Fall wird die Strahlung praktisch nur durch die von der Antenne nicht bedeckten Stellen ausgekoppelt, beispielsweise wenn die Antenne in Draufsicht auf die Haupterstreckungsebene des Schichtstapels nur einen geringen Teil, insbesondere einen Randbereich, der Fläche des strahlungsemitternden Schichtstapels überdeckt.

[0036] Bei einer weiteren Ausführungsform ist die Antenne zwischen dem Substrat und der ersten Elektrode angeordnet. Bevorzugt ist dabei zwischen der Antenne und der ersten Elektrode eine isolierende Schicht angeordnet, die die erste Elektrode zumindest teilweise bedeckt. Bei dieser Ausführungsform wird die von dem Schichtstapel im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung vorzugsweise zumindest teilweise durch die zweite Elektrode hindurch ausgekoppelt.

[0037] Bei einer Ausführungsform ist die Empfängervorrichtung geeignet, Wechselstrom gleichzurichten. Dazu umfasst die Empfängervorrichtung beispielsweise mindestens eine Diode. Beispielsweise umfasst die Empfängervorrichtung eine Diode, die in Reihe mit der Spule oder Antenne und dem Schichtstapel geschaltet ist. Bei einer anderen Ausführungsform umfasst die Empfängervorrichtung eine Gleichrichterbrücke, die bei einer Ausführungsform eine Graetz-Schaltung mit vier Dioden ist.

[0038] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst

die Empfängervorrichtung wenigstens einen Kondensator, der beispielsweise dazu dient, die Spannung bzw. den Strom zu glätten. Vorteilhafterweise wird so ein möglichst konstanter Gleichstrom in den Schichtstapel eingeprägt und eine möglichst gleichmäßige Emission des Bauelements erzielt. Bei einer Ausführungsform umfasst die Empfängervorrichtung einen Schwingkreis, der zumindest die Antenne und/oder Spule und einen Kondensator umfasst. Bevorzugt ist die Resonanzfrequenz des Schwingkreises auf die Frequenz des elektromagnetischen Wechselfelds abgestimmt. So wird mit Vorteil eine besonders effiziente Entnahme von Energie aus dem elektromagnetischen Wechselfeld erzielt.

[0039] Die Diode, der Kondensator und/oder gegebenenfalls weitere, in der Empfängervorrichtung enthaltene, elektronische Bauteile sind zweckmäßigerweise miniaturisiert ausgeführt.

[0040] Alternativ kann eine Schichtstruktur auf dem Substrat angeordnet sein, welche die Diode, den Kondensator und/oder weitere elektronische Bauteile darstellt. Die Schichtstruktur umfasst beispielsweise mindestens eine organische Halbleiterschicht, eine anorganische Halbleiterschicht und/oder eine Metallschicht. Insbesondere ist die Schichtstruktur aufgedampft oder mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) aufgebracht. Die organische und/oder die anorganische Halbleiterschicht und/oder die Metallschicht ist (sind) insbesondere strukturiert, zum Beispiel mittels Photolithographie. Beispielsweise bilden sie einen integrierten Schaltkreis. So ist eine besonders geringe Baugröße des organischen lichtemittierenden Bauelements möglich.

[0041] Die Diode, der Kondensator und/oder ggf. weitere elektronische Bauteile sind beispielsweise auf dem Substrat, zum Beispiel neben und/oder über dem Schichtstapel angeordnet. Beispielsweise ist die Schichtstruktur zwischen der ersten Elektrode und dem Substrat oder auf einem von dem Schichtstapel unbedeckten Bereich des Substrats, also seitlich neben dem Schichtstapel, angeordnet. Alternativ kann die Schichtstruktur auch nachfolgend auf die von dem Substrat entfernte Seite des organischen Schichtstapels angeordnet sein.

[0042] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform weist das organische lichtemittierende Bauelement eine Verkapselung auf. Die ist derart auf dem Substrat angeordnet, dass sie zusammen mit diesem den Schichtstapel umschließt. Mit anderen Worten umschließen das Substrat und die Verkapselung einen Innenraum, in dem der Schichtstapel angeordnet ist, vollständig. So wird vorteilhafterweise ein Kontakt des Schichtstapels, insbesondere des in dem Schichtstapel enthaltenen organischen Materials, mit korrosiven Stoffen wie Wasser oder Sauerstoff vermieden.

[0043] Beispielsweise handelt es sich bei der Verkapselung um eine Kappe, die bevorzugt Glas, eine Keramik oder einen Kunststoff aufweist oder aus mindestens einem dieser Materialien besteht. Bei einer Ausführungsform umfasst die Kappe beispielsweise einen Farbfilter und/oder ein Fluoreszenzkonversionsmaterial. Bei einer weiteren Ausführungsform hat sie keinen direkten Kontakt zu dem Schichtstapel. Zu diesem Zweck können beispielsweise Abstandshalterteilchen und/oder Stützpfeiler vorgesehen sein, wie sie beispielsweise in den Druckschriften WO 01/45140 und WO 01/44865 beschrieben sind, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Bei einer Ausführungsform ist auf die dem Schichtstapel zugewandte Seite der Kappe ein Gettermaterial, beispielsweise Barium, aufgebracht. Das Gettermaterial ist insbesondere dazu geeignet, Gase, die den Schichtstapel schädigen können, chemisch oder physikalisch zu binden. Solche Gettermaterialien sind beispielsweise in den Druckschriften US 2004/0051449 und US 2004/0048033 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.

[0044] Mittels eines zwischen dem Substrat und einem Randbereich der Kappe angeordneten Klebstoffs ist die Kappe zweckmäßigerweise mechanisch stabil mit dem Substrat verbunden. Vorzugsweise ist der Klebstoff im Wesentlichen undurchlässig für Wasser und Sauerstoff bzw. weitere oxidierende Stoffe. Beispielsweise wird ein Klebstoff auf Basis von Epoxidharz oder Lötglas verwendet.

[0045] Bei einer alternativen Ausführungsform ist das organische lichtemittierende Bauelement mit mindestens einer polymeren und einer anorganischen Schicht verkapselt, bevorzugt mit einer, insbesondere alternierenden, Folge mehrerer solcher Schichten. Beispielsweise umfasst eine solche Folge von polymeren und anorganischen Schichten mindestens eine aktive polymere Schicht, die bevorzugt dazu geeignet ist, Feuchtigkeit und/oder oxidierende Stoffe zu binden, und mindestens eine keramische Schicht. Eine solche Schichtenfolge ist beispielsweise in der Druckschrift WO 2004/107468, offenbart, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Bei zumindest einer Ausführungsform ist eine solche Verkapselung sehr dünn und/oder flexibel. Mit Vorteil wird mit einer solchen Dünnschichtverkapselung ein Bauelement mit einer besonders geringen Bauhöhe erzielt. Zudem ist vorteilhafterweise die Herstellung eines flexiblen Bauelements möglich.

[0046] Bei einer bevorzugten Ausführungsform überdeckt die Verkapselung das Substrat in Draufsicht auf das Substrat vollständig. Besonders bevorzugt sind das Substrat und die Verkapselung in Draufsicht auf das Substrat bündig zueinander ange-

ordnet. Das heißt, das Substrat und die Verkapselung haben in Draufsicht auf die Haupterstreckungsebene die gleiche Ausdehnung und sind deckungsgleich. Alternativ zu der bündigen Anordnung kann die Verkapselung in Draufsicht auf das Substrat auch über den Rand des Substrats hinausragen. Bevorzugt ist ein Teil der Verkapselung in diesem Fall in der Haupterstreckungsebene des Substrats seitlich neben diesem angeordnet und bedeckt eine nicht parallel zur Haupterstreckungsebene verlaufende, insbesondere umlaufende, Seitenfläche des Substrats stellenweise oder vollständig. Besonders bevorzugt ist die Verkapselung mit einem Klebstoff mit der Seitenfläche des Substrats verklebt. Beispielsweise weist die Verkapselung eine, insbesondere umlaufende, Stufe zur Aufnahme des Substrats auf. Vorzugsweise ist im Bereich der Stufe die dem Schichtstapel zugewandte Seite und die Seitenfläche des Substrats mit der Verkapselung mittels eines Klebstoffs verbunden.

[0047] Besonders bevorzugt weist die Außenfläche des verkapselten Bauelements keine elektrischen Kontaktflächen auf. Die Außenfläche ist dabei der vom Innenraum abgewandte Teil der Oberfläche des Bauelements, insbesondere die von dem Schichtstapel abgewandten Flächen des Substrats und der Verkapselung. Mit anderen Worten sind keine elektrischen Anschlüsse und/oder Leiterbahnen von dem durch die Verkapselung und das Substrat eingeschlossenen Innenraum, der den Schichtstapel umfaßt, in den Außenraum geführt.

[0048] Vorteilhafterweise weist ein solches Bauelement keine elektrischen Durchführungen zwischen dem Innenraum und dem Außenraum auf. Solche elektrischen Durchführungen können beispielsweise Diffusionskanäle darstellen, die ein Eindringen von Wasser und/oder Sauerstoff bzw. anderen oxidierenden Stoffen in den Innenraum erleichtern und so die Alterung des Bauelements beschleunigen. Bei einem organischen lichtemittierenden Bauelement ohne äußere elektrische Kontaktflächen ist zudem vorteilhafterweise eine im Verhältnis zur Grundfläche des Substrats besonders große aktive Fläche möglich, da beispielsweise kein Teilbereich des Substrats zur Ausbildung von äußeren elektrischen Kontaktflächen frei von dem Schichtstapel bleiben muss.

[0049] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist die Empfängervorrichtung dazu vorgesehen, ein elektromagnetisches Wechselfeld einer vorbestimmten Wellenlänge oder eines vorbestimmten Wellenlängenbereichs zu detektieren. Das organische lichtemittierende Bauelement wird dann beispielsweise als optischer Hochfrequenzsensor verwendet. Zweckmäßigerweise prägt die Empfängervorrichtung genau dann einen Strom in den Schichtstapel ein, so dass dieser elektromagnetische Strahlung, bevorzugt im sichtbaren Spektralbereich, emittiert, wenn sie ein elektromagnetisches Feld der vorbestimmten

Wellenlänge oder des vorbestimmten Wellenlängenbereichs empfängt. Bei einer Ausführungsform umfasst die Empfängervorrichtung eine Spule oder Antenne, deren Länge auf die vorbestimmte Wellenlänge bzw. den vorbestimmten Wellenlängenbereich abgestimmt ist. Bevorzugt beträgt die Länge einer solchen Antenne ein ganzzahliges Vielfaches eines Viertels, besonders bevorzugt der Hälfte, der vorbestimmten Wellenlänge bzw. einer Wellenlänge, insbesondere einer mittleren Wellenlänge, des vorbestimmten Wellenlängenbereichs.

[0050] Ein solches organisches lichtemittierendes Bauelement ist beispielsweise mit Vorteil als Anzeige-Element für den Betriebszustand einer Hochfrequenzanlage, beispielsweise einer Sendeanlage, etwa für Funk, geeignet. Beispielsweise ist das Bauelement dazu als Plakette ausgeführt, die zum Beispiel an der Kleidung befestigt wird. Ein solches Anzeige-Element ist beispielsweise mit Vorteil dazu geeignet, Wartungspersonal mit einem optischen Signal zu warnen, das sich im bestrahlten Bereich einer nicht abgeschalteten Sendeanlage aufhält.

[0051] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst das organische lichtemittierende Bauelement ein datenspeicherndes Bauelement, das zur Speicherung von Informationen geeignet ist.

[0052] Bei einer Ausführungsform ist das datenspeichernde Bauelement dazu geeignet, ein Bit an Information zu speichern. Beispielsweise kann das datenspeichernde Bauelement intakt oder zerstört sein. Der Zustand ("intakt" bzw. "zerstört") des datenspeichernden Bauelements entspricht dann jeweils einem Zustand ("1" bzw. "0") des darzustellenden Bits. Ein organisches lichtemittierendes Bauelement mit einem solchen datenspeichernden Bauelement ist besonders gut als Sicherungs-Etikett, etwa zur Sicherung von Waren, geeignet. Beispielsweise ist das datenspeichernde Bauelement in diesem Fall ein Kondensator, etwa ein Folienkondensator, der insbesondere eine Soll-Kurzschlussstelle aufweist.

[0053] Bei einer anderen Ausführungsform ist das datenspeichernde Bauelement ein Halbleiterbauelement und umfasst insbesondere einen integrierten Schaltkreis. Beispielsweise handelt es sich bei dem Halbleiterbauelement um einen RFID(Radio Frequency Identification)-Chip.

[0054] Ein organisches lichtemittierendes Bauelement mit einem datenspeichernden Bauelement ist dazu geeignet, elektromagnetische Strahlung – bevorzugt im sichtbaren Spektralbereich – zu emittieren, wenn Informationen von oder zu dem datenspeichernden Bauelement übertragen werden. Beispielsweise kann so mit Vorteil ein Schreib- und/oder Lesevorgang auf einem RFID-Chip oder die Deaktivierung eines Sicherungs-Etiketts angezeigt werden.

[0055] Eine Vorrichtung gemäß der Erfindung umfasst mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement und eine Steuereinheit, welche die Empfängervorrichtung des Bauelements im Betrieb mit elektrischer Energie versorgt. Die Steuereinheit ist dabei insbesondere galvanisch von dem organischen lichtemittierenden Bauelement getrennt, es gibt also keine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Bauelement, insbesondere der Empfängervorrichtung, und der Steuereinheit.

[0056] Die Trennung des Bauelements von der Steuereinheit erlaubt es vorteilhafterweise, das Bauelement oder die Steuereinheit der Vorrichtung, beispielsweise im Defektfall, einzeln auszutauschen. Auch ein Auswechseln des Bauelements durch ein anderes erfindungsgemäßes organisches lichtemittierendes Bauelement, das beispielsweise elektromagnetische Strahlung mit einer anderen Spektralverteilung emittiert, ist in einfacher Weise möglich.

[0057] Ein elektrisches Kontaktieren des Bauelements mittels Drähten oder Kabeln an elektrischen Kontaktflächen ist dabei im Gegensatz zu Bauelementen herkömmlicher Bauart vorteilhafterweise nicht nötig. Solche Kontaktflächen sind als dünne Metallschichten anfällig für mechanische Beschädigungen und Korrosion. Abnutzungserscheinungen und Fehlfunktionen, die bei Bauelementen herkömmlicher Bauart – insbesondere bei häufigem Kontaktieren – als Folge auftreten, werden so mit Vorteil vermieden.

[0058] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuereinheit dazu vorgesehen, im Betrieb aus einem Wechselstrom und/oder aus einem zeitlich variierenden Gleichstrom ein elektromagnetisches Wechselfeld zu erzeugen. Dazu wird beispielsweise über eine Spule und/oder eine Antenne ein zeitlich variierendes Magnetfeld und/oder elektrisches Feld erzeugt und aus der Steuereinheit ausgekoppelt. Der Wechselstrom bzw. der zeitlich variierende Gleichstrom hat beispielsweise ein sinusförmiges, rechteckförmiges oder dreieckförmiges Profil. Das von der Steuereinheit erzeugte elektromagnetische Wechselfeld ist vorzugsweise induktiv in die Empfängervorrichtung des organischen lichtemittierenden Bauelements eingekoppelt. Auch eine kapazitive Einkopplung ist denkbar. Besonders bevorzugt ist die Frequenz und/oder die Intensität des elektromagnetischen Wechselfelds auf die Empfängervorrichtung abgestimmt. So wird eine besonders effiziente Einkopplung erzielt.

[0059] Ein organisches lichtemittierendes Bauelement mit einem datenspeichernden Bauelement, das zur Speicherung von Informationen geeignet ist, beispielsweise mit einem RFID-Chip, wird bevorzugt von einer Steuereinheit mit elektrischer Energie versorgt, die zusätzlich dazu geeignet ist, Informationen an

das datenspeichernde Bauelement zu übertragen und/oder von diesem zu empfangen. Besonders bevorzugt dient das von der Steuereinheit erzeugte elektromagnetische Wechselfeld sowohl zur Übertragung der Energie als auch der Informationen. Beispielsweise kann die Frequenz, die Phase und/oder die Amplitude des elektromagnetischen Wechselfelds moduliert werden, um die Informationen zu übertragen. Bei einem organischen lichtemittierenden Bauelement, das ein Sicherungs-Etikett darstellt, ist eine bevorzugte Steuereinheit ein Deaktivator, der ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt, das insbesondere dazu geeignet ist, das datenspeichernde Bauelement zu zerstören.

[0060] Die Empfängervorrichtung ist vorzugsweise dazu vorgesehen, die übertragenen Informationen zu empfangen – beispielsweise mittels Demodulation des elektromagnetischen Wechselfelds – und an das datenspeichernde Bauelement zu übertragen. Bei zumindest einer Ausführungsform ist die Empfängervorrichtung alternativ oder zusätzlich dazu vorgesehen, Informationen von dem datenspeichernden Bauelement an die Steuereinheit zu senden.

[0061] Beispielsweise bei der Übertragung von Informationen von dem datenspeichernden Bauelement zu der Steuereinheit wird bei einer Ausführungsform eine als Lastmodulation bezeichnete Variante der Amplitudenmodulation verwendet. Bei der Lastmodulation unterscheidet sich der Betrag der elektrischen Energie, der zu verschiedenen Zeiten beispielsweise von der Empfängervorrichtung aus dem elektromagnetischen Wechselfeld aufgenommen wird. Dies wird zum Beispiel durch Ein- und Ausschalten eines Modulationswiderstands der Empfängervorrichtung erreicht. Die unterschiedliche Energieentnahme aus dem elektromagnetischen Wechselfeld wird in diesem Fall zweckmäßigerweise von der Steuereinheit detektiert.

[0062] Die Frequenz des von der Steuereinheit erzeugten elektromagnetischen Wechselfeldes beträgt beispielsweise zwischen 30 und 500 kHz oder zwischen 10 und 15 MHz, wobei die Grenzen jeweils eingeschlossen sind. Diese Frequenzbereiche sind besonders vorteilhaft, wenn das organische lichtemittierende Bauelement ein zur Speicherung von Informationen geeignetes Halbleiterbauelement enthält.

[0063] Bei einer weiteren Ausführungsform ist das organische lichtemittierende Bauelement in oder an einer Halterung angeordnet. Bevorzugt enthält die Halterung die Steuereinheit. Beispielsweise kann die Halterung einen Innenraum aufweisen, in dem die Steuereinheit angeordnet ist, oder eine Außenfläche der Halterung und eine Außenfläche der Steuereinheit können mechanisch stabil, insbesondere unlösbar, miteinander verbunden sein.

[0064] Zweckmäßigerweise ist das Bauelement mechanisch stabil mit der Halterung verbunden. So wird vorteilhafterweise eine definierte Anordnung der Empfängervorrichtung zu der Steuereinheit erzielt, sodass beispielsweise das elektromagnetische Wechselfeld besonders effizient in die Empfängervorrichtung eingekoppelt werden kann. Die Verbindung kann dabei entweder reversibel – anders ausgedrückt einfach lösbar – oder irreversibel ausgeführt sein. Beispielsweise weist das Bauelement mindestens ein Haltemittel auf, das bevorzugt zur Verbindung mit mindestens einem Stützmittel der Halterung vorgesehen ist. Besonders bevorzugt ist die Verbindung von Haltemittel und Stützmittel einfach lösbar, beispielsweise indem das Stützmittel und/oder das Haltemittel federnd gelagert und/oder flexibel ausgeführt sind.

[0065] Bei einer weiteren Ausführungsform ist die Steuereinheit ein Hochfrequenzgerät. Beispielsweise handelt es sich bei dem Hochfrequenzgerät um eine Mikrowellenanlage. Ein solches Hochfrequenzgerät ist üblicherweise dazu vorgesehen, Gegenstände mit dem erzeugten elektromagnetischen Wechselfeld zu bestrahlen. Das organische lichtemittierende Bauelement ist zweckmäßigerweise so in dem von dem elektromagnetischen Wechselfeld bestrahlten Gebiet angeordnet, dass es von dem elektromagnetischen Wechselfeld mit Energie versorgt wird.

[0066] Zum Beispiel weist das Hochfrequenzgerät einen Innenraum auf, in den im Betrieb Gegenstände eingebracht und mit dem von dem Hochfrequenzgerät erzeugten Wechselfeld bestrahlt werden. Das organische lichtemittierende Bauelement befindet sich bevorzugt in diesem Innenraum oder grenzt an diesen an, sodass es von dem erzeugten elektromagnetischen Wechselfeld mit Energie versorgt wird.

[0067] Das organische lichtemittierende Bauelement ist vorteilhafterweise dazu geeignet, den Betriebszustand des Hochfrequenzgeräts anzuzeigen. Das Bauelement emittiert in der Regel genau dann elektromagnetische Strahlung, wenn das Hochfrequenzgerät ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt. Die Intensität der von dem organischen lichtemittierenden Bauelement emittierten Strahlung ist bei einer Ausführungsform abhängig von der Intensität des elektromagnetischen Wechselfelds.

[0068] Mit anderen Worten wird das Bauelement als optische Kontrollanzeige für ein solches Hochfrequenzgerät verwendet.

[0069] Bei einer Variante dieser Ausführungsform wird eine Mehrzahl von organischen lichtemittierenden Bauelementen von einem solchen Hochfrequenzgerät als Steuereinheit mit Energie versorgt. Die Empfängereinheit mindestens eines Bauelements ist dabei so ausgeführt, dass das organische

lichtemittierende Bauelement nur elektromagnetische Strahlung emittiert, wenn das von der Steuereinheit erzeugte elektromagnetische Wechselfeld eine definierte, minimale Intensität überschreitet. Bevorzugt sind die Empfängereinheiten einer Mehrzahl von Bauelementen so ausgeführt, dass sie bei unterschiedlichen, minimalen Intensitäten des von der Steuereinheit erzeugten elektromagnetischen Wechselfelds zu einer Emission von elektromagnetischer Strahlung der organischen lichtemittierenden Bauelemente führen. Beispielsweise haben die Spulen bzw. Antennen der Empfängervorrichtungen unterschiedliche Geometrien und/oder unterschiedliche Anzahlen von Windungen. Bei dieser Ausführungsform kann vorteilhafterweise aus dem durch den Betriebszustand der Bauelemente gebildeten Muster auf die Intensität der von der Steuereinheit erzeugten elektromagnetischen Strahlung geschlossen werden.

[0070] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung, die mindestens ein erfindungsgemäßes organisches lichtemittierendes Bauelement umfasst. Eine solche Beleuchtungseinrichtung braucht in der Umgebung der lichtemittierenden Fläche vorteilhafterweise keine elektrischen Zuleitungen aufzuweisen. Insbesondere führen bevorzugt keine elektrischen Leiterbahnen und/oder Zuleitungen zu dem organischen lichtemittierenden Bauelement, um dieses mit Energie zu versorgen.

[0071] Bei einer Ausführungsform der Beleuchtungseinrichtung ist eine Steuereinheit, die das organische lichtemittierende Bauelement mittels eines elektromagnetischen Wechselfelds mit Energie versorgt, beispielsweise an einem Randbereich der Beleuchtungseinrichtung vorgesehen.

[0072] Beispielsweise ist das organische lichtemittierende Bauelement auf einem mittleren Bereich einer Glasplatte angeordnet. Bevorzugt ist dann der mittlere Bereich der Glasplatte, besonders bevorzugt die ganze Glasplatte, frei von elektrischen Zuleitungen, insbesondere von elektrischen Leiterbahnen.

[0073] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung umfasst eine Beleuchtungseinrichtung eine Mehrzahl von erfindungsgemäßen organischen lichtemittierenden Bauelementen. Diese sind in der Haupterstreckungsebene der Schichtstapel bevorzugt zumindest in einer Richtung bündig zueinander angeordnet und bilden zusammen eine oder mehrere Leuchtflächen. Die Leuchtfläche kann dabei entweder flach oder gekrümmt sein. Bei einer Ausführungsform stellt die Beleuchtungseinrichtung eine Anzeigevorrichtung dar.

[0074] Besonders bevorzugt besitzt der Schichtstapel eines Bauelements in seiner Haupterstreckungsebene, zumindest entlang der Richtung bzw. der Richtungen, in denen die Bauelemente bündig zuein-

ander angeordnet sind, im Wesentlichen die gleiche Ausdehnung wie das Bauelement selbst. "Im Wesentlichen die gleiche Ausdehnung" beinhaltet dabei auch, dass das Bauelement beispielsweise einen Randbereich aufweist, an dem zum Beispiel Kappe und Substrat verklebt sind und der frei von dem Schichtstapel ist. Ein solcher Randbereich ist zweckmäßigerweise jedoch besonders schmal.

[0075] Vorzugsweise weisen die Außenflächen der Bauelemente bei dieser Ausführungsform keine elektrischen Kontaktflächen auf. Anders ausgedrückt gibt es weder Kontaktflächen, die in Draufsicht auf das Substrat seitlich neben dem Schichtstapel eines Bauelements angeordnet sind, noch sind elektrische Kontaktflächen auf der von der strahlungsemitierenden Seite abgewandten Rückseite der Bauelemente ausgebildet.

[0076] Die Fläche nicht leuchtender Bereiche zwischen den Schichtstapeln der einzelnen Bauelemente ist daher besonders klein oder nicht vorhanden. Der Betrachter nimmt vorteilhafterweise die Grenzen zwischen den einzelnen Bauelementen nicht oder nicht deutlich wahr. So können vorteilhafterweise große, im Wesentlichen gleichmäßig leuchtende Flächen mit organischen lichtemittierenden Bauelementen hergestellt werden. Zudem sind vorteilhafterweise keine elektrischen Leiterbahnen oder Ähnliches von dem verkapselten Innenraum des Bauelements nach außen geführt, die Permeationskanäle darstellen und entlang derer Wasser, Luftsauerstoff und/oder andere korrosive Stoffe in das Bauelement eindringen und zu einer beschleunigten Degradation des Schichtstapels führen. Die Beleuchtungseinrichtung ist daher besonders langlebig.

[0077] Im Gegensatz zu herkömmlichen Beleuchtungseinrichtungen bzw. Anzeigevorrichtungen ist es nicht notwendig, die einzelnen Bauelemente mittels Kabeln wie beispielsweise Flachbandkabeln mit einer Treiberelektronik elektrisch zu verbinden. So wird vorteilhafterweise die für die Produktion der Beleuchtungseinrichtung benötigte Zeit verkürzt und eine kostengünstigere Herstellung ist möglich.

[0078] Bei einer Ausführungsform umfasst die Beleuchtungseinrichtung eine oder mehrere Halterungen, in bzw. an denen die organischen lichtemittierenden Bauelemente angeordnet sind. Bevorzugt umfasst eine Halterung eine Steuereinheit, die ein organisches lichtemittierendes Bauelement oder eine Mehrzahl von Bauelementen mit Energie versorgt. Besonders bevorzugt ist jedem Bauelement eine Halterung und/oder eine Steuereinheit zugeordnet.

[0079] Bei einer Ausführungsform umfasst die Beleuchtungseinrichtung organische lichtemittierende Bauelemente, die in unterschiedlichen Spektralbereichen emittieren. Mit einer solchen Beleuchtungsein-

richtung können in einfacher Weise unterschiedliche Muster erzeugt werden.

[0080] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelements umfasst insbesondere die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines Substrats;
- Herstellen eines Schichtstapels, der mindestens eine Schicht aufweist, die ein organisches Material enthält und der geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, auf dem Substrat;
- Aufbringen einer Verkapselung auf das Substrat und den Schichtstapel,

wobei die Verkapselung derart aufgebracht wird, dass die Außenfläche des Bauelements frei von elektrischen Kontaktflächen ist.

[0081] Das Verfahren ermöglicht vorteilhafterweise die Herstellung eines besonders gut verkapselten organischen lichtemittierenden Bauelements. Zudem entfällt das Freilegen elektrischer Kontaktflächen auf der Außenfläche des Bauelements im Anschluss an die Herstellung des Schichtstapels, das bei der Herstellung herkömmlicher Bauelemente notwendig ist und die Produktionszeit und -kosten erhöht.

[0082] Das Substrat liegt zweckmäßigerweise in Form einer Platte oder einer Folie vor, wie oben beschrieben. Ein Substrat in Form einer Folie liegt vorzugsweise als fortlaufender Film vor, beispielsweise auf einer Rolle aufgewickelt. Auf diese Weise ist eine kostengünstige Herstellung der Bauelemente in einem "Endlosverfahren" (roll-to-roll Verfahren) möglich.

[0083] Vorzugsweise wird eine erste Elektrode auf dem Substrat abgeschieden. Bei der Herstellung einer Mehrzahl von Bauelementen mit dem Verfahren wird eine erste Elektrodenschicht strukturiert abgeschieden oder ganzflächig abgeschieden nach dem Abscheiden zu einzelnen ersten Elektroden strukturiert.

[0084] Auf der ersten Elektrode wird ein Schichtstapel hergestellt, der ein organisches Material, bevorzugt ein niedermolekulares Material ("small molecules") und/oder ein Polymer, umfasst. Niedermolekulare Materialien werden bevorzugt aufgedampft, Polymere bevorzugt nasschemisch, besonders bevorzugt mittels eines Drehschleuder-Verfahrens, (spin-coating), aufgebracht. Auch verschiedene Drucktechniken, beispielsweise Flachdruckverfahren wie der Offsetdruck, der Tampondruck, Hoch- und Tiefdruckverfahren wie beispielsweise der Flexodruck, oder Tintenstrahldruckverfahren, sind zum Aufbringen des Schichtstapels geeignet. Solche Druckverfahren sind beispielsweise in der Druckschrift WO 99/07189 A1 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern

hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.

[0085] Bei einer Ausführungsform wird eine organische Schichtenfolge vollflächig aufgebracht und nachfolgend stellenweise wieder von dem Substrat entfernt, so dass ein Schichtstapel, oder – bei der Herstellung einer Mehrzahl von Bauelementen – eine Mehrzahl von Schichtstapeln, verbleibt. Das stellenweise Entfernen der organischen Schichtenfolge erfolgt beispielsweise durch ein mechanisches Verfahren, z. B. mit Metallklingen. Alternativ kann auch ein Lösungsmittel benutzt werden, das beispielsweise durch eine Maske hindurch aufgebracht wird, oder die Schichtenfolge wird mittels Laserablation stellenweise wieder entfernt. Dabei wird bevorzugt ein Laser im ultravioletten Spektralbereich verwendet, besonders bevorzugt mit Wellenlängen zwischen 300 und 400 nm, wobei die Grenzen eingeschlossen sind. Bevorzugt wird auch ein Teilbereich der ersten Elektrode freigelegt.

[0086] Alternativ kann ein Schichtstapel bzw. eine Mehrzahl Schichtstapel auch durch strukturiertes Aufbringen einer organischen Schichtenfolge auf dem Substrat erzeugt werden. Hierzu eignen sich beispielsweise die oben genannten Druckverfahren. Insbesondere niedermolekulare organische Materialien können auch durch thermisches Verdampfen, insbesondere durch eine Maske hindurch, auf das Substrat aufgebracht werden. Bevorzugt bleibt ein Teilbereich der ersten Elektrode bei dem strukturierten Aufbringen von dem Schichtstapel unbedeckt.

[0087] Anschließend wird eine Verkapselung auf das Substrat und den Schichtstapel aufgebracht. Beispielsweise wird eine Folge von organischen und anorganischen Schichten, wie sie oben beschrieben sind, auf den Schichtstapel und auf das Substrat aufgebracht. Bevorzugt bedeckt die Folge von organischen und anorganischen Schichten die dem Schichtstapel zugewandte Seite des Substrats dabei vollständig.

[0088] Alternativ kann auch eine Verkapselung aufgebracht werden, die eine Platte oder eine Folie ist. Geeignete Materialien sind oben für das Bauelement ausgeführt. Handelt es sich bei der Verkapselung beispielsweise um eine Platte, so weist diese bevorzugt eine Vertiefung auf, die für die Aufnahme des Schichtstapels geeignet ist. Auf die dem Schichtstapel zugewandte Seite der Verkapselung kann, ggf. insbesondere im Bereich der Vertiefung, ein Gettermaterial aufgebracht werden, wie oben beschrieben. Die Verkapselung braucht dabei vorteilhafterweise keine Aussparungen, z. B. für elektrische Kontaktflächen an der Außenfläche des Bauelements, aufzuweisen. Besonders bevorzugt hat sie in der Hauptstreckungsebene des Schichtstapels dieselben Abmessungen wie das Substrat.

[0089] Bei der Herstellung einer Mehrzahl von organischen lichtemittierenden Bauelementen mit dem Verfahren erfolgt das Verkapseln bevorzugt, indem eine zusammenhängende Verkapselung auf eine Mehrzahl von Schichtstapeln aufgebracht wird. Bei der zusammenhängenden Verkapselung handelt es sich bevorzugt um eine Mehrzahl von Verkapselungen einzelner Bauelemente, die integriert ausgebildet sind. Bevorzugt stellt die zusammenhängende Verkapselung ein einfach zusammenhängendes Gebiet dar und weist keine Aussparungen auf. Besonders bevorzugt wird sie ganzflächig auf das Substrat aufgebracht.

[0090] Bei einer Ausführungsform wird der Verbund, der das Substrat, die Schichtstapel und die zusammenhängende Verkapselung umfasst, mittels Schnitten zu einzelnen organischen lichtemittierenden Bauelementen vereinzelt, die sowohl das Substrat als auch die zusammenhängende Verkapselung durchtrennen. Wenn die erste Elektrodenschicht nicht in einem vorhergehenden Verfahrensschritt bereits strukturiert worden ist, können die Schnitte zugleich auch die erste Elektrodenschicht zu einzelnen ersten Elektroden strukturieren. Das Verfahren ermöglicht damit vorteilhafterweise eine einfache Vereinzelnung des Verbundes zu einzelnen Bauelementen mittels geradliniger Schnitte.

[0091] Die Verbindung des Substrats mit der Verkapselung erfolgt beispielsweise mittels eines Klebstoffs, der auf das Substrat und/oder die Verkapselung, bevorzugt in Form einer Kleberaupe, stellenweise aufgebracht wird. Bei dem Klebstoff handelt es sich bevorzugt um einen thermisch und/oder optisch härtbaren Klebstoff, beispielsweise auf Basis eines Epoxidharzes oder auf Basis von Lötglas. Das Aushärten erfolgt beispielsweise durch Erwärmen und/oder durch Bestrahlen mit elektromagnetischer Strahlung, insbesondere im infraroten und/oder ultravioletten Spektralbereich. Bei einer Ausführungsform handelt es sich bei der elektromagnetischen Strahlung um Laserstrahlung. Die elektromagnetische Strahlung wird vorzugsweise fokussiert und/oder stellenweise abgeschattet, so dass beispielsweise im Wesentlichen nur die mit Klebstoff bedeckten Stellen des Substrats und/oder der Verkapselung bestrahlt werden. Solche Verfahren sind zur Verkapselung einzelner Bauelemente beispielsweise in der Druckschrift US 2006-0105493 A1 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird.

[0092] Die Bestrahlung des Klebstoffs erfolgt dabei durch das Substrat und/oder durch die Verkapselung hindurch. Vorteilhafterweise gibt es keine dem Klebstoff benachbarten Leiterbahnen, elektrischen Zuleitungen, oder Ähnliches. Solche elektrischen Zuleitungen und/oder Leiterbahnen stören bei üblichen Verfahren zur Herstellung von organischen lichtemittierenden Bauelementen das Aushärten des Klebstoffs. Beispielsweise haben sie in der Regel andere optische, thermische und/oder physikalische Eigenschaften als das Substrat und/oder die Verkapselung. Da der Klebstoff vorliegend nicht über elektrische Zuleitungen und/oder Leiterbahnen verläuft und auch nicht durch solche hindurch bestrahlt werden muss, erfolgt die Bestrahlung bzw. Erwärmung des Klebstoffs an allen Stellen möglichst gleichmäßig und es wird ein homogenes Aushärten des Klebstoffs erreicht. So ist eine besonders hermetische Verkapselung möglich.

Alternativ kann die Verkapselung mit dem Substrat beispielsweise durch Zufuhr von Wärme und/oder mittels einer geeigneten chemischen Reaktion, die beispielsweise die Verkapselung und/oder das Substrat anlöst, insbesondere mittels eines Ätzprozesses, verschmolzen bzw. verbunden werden. Vorteilhafterweise verlaufen im Gegensatz zu herkömmlichen Bauelementen in dem zu verbindenden Bereich keine elektrischen Leiterbahnen und/oder Kontaktflächen, die bei der Verwendung solcher Verbindungstechniken abgelöst oder zerstört werden könnten.

[0093] Weitere Vorteile und vorteilhaften Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den [Fig. 1A](#) bis [Fig. 7](#) beschriebenen Ausführungsbeispielen.

[0094] Es zeigen:

[0095] [Fig. 1A](#) bis [Fig. 1F](#), schematische Querschnitte durch eine Mehrzahl von organischen lichtemittierenden Bauelementen bei verschiedenen Stadien gemäß einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0096] [Fig. 2A](#) und [Fig. 2B](#), schematische Draufsichten auf ein Bauelement bei den in den [Fig. 1B](#) und [Fig. 1C](#) dargestellten Stadien des Verfahrens,

[0097] [Fig. 2C](#), eine schematische Draufsicht auf ein Bauelement gemäß einer Variante des ersten Ausführungsbeispiels,

[0098] [Fig. 3A](#), einen schematischen Querschnitt durch ein organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel,

[0099] [Fig. 3B](#), eine schematische Draufsicht auf das organische lichtemittierende Bauelement der [Fig. 3A](#),

[0100] [Fig. 3C](#), eine schematische Draufsicht auf eine Variante des organischen lichtemittierenden Bauelements gemäß den [Fig. 3A](#) und [Fig. 3B](#),

[0101] [Fig. 3D](#), eine schematische Draufsicht auf eine Variante des organischen lichtemittierenden Bauelements gemäß den [Fig. 3A](#) und [Fig. 3B](#),

[0102] [Fig. 4](#), einen schematischen Querschnitt durch ein organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel,

[0103] [Fig. 5A](#), einen schematischen Querschnitt durch eine Vorrichtung mit einem organischen lichtemittierenden Bauelement gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0104] [Fig. 5B](#), einen schematischen Querschnitt durch eine Vorrichtung mit einem organischen lichtemittierenden Bauelement gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel,

[0105] [Fig. 5C](#), einen schematischen Querschnitt durch eine Vorrichtung mit einem organischen lichtemittierenden Bauelement gemäß einer Variante des Ausführungsbeispiels der [Fig. 5B](#),

[0106] [Fig. 6](#), eine schematische Draufsicht auf einen Ausschnitt einer Beleuchtungseinrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel, und

[0107] [Fig. 7](#), eine schematische Draufsicht auf einen Ausschnitt einer Beleuchtungseinrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel.

[0108] In den Ausführungsbeispielen und Figuren sind gleiche oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die dargestellten Elemente und deren Größenverhältnisse untereinander sind grundsätzlich nicht als maßstabsgerecht anzusehen, vielmehr können einzelne Elemente, wie z. B. Schichten und/oder Ränder, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben dick bzw. groß dargestellt sein.

[0109] Gemäß einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein Substrat **1** bereitgestellt, bei dem es sich vorliegend um eine Glasplatte handelt. Auf das Substrat **1** wird, wie in [Fig. 1A](#) dargestellt, eine erste Elektrodenschicht **2** aufgebracht. Vorliegend handelt es sich dabei um eine Schicht aus Indium-Zinn-Oxid (ITO), die mittels eines Sputter-Prozesses auf dem Substrat **1** abgeschieden wird. Aus der ersten Elektrodenschicht **2** werden bei diesem Ausführungsbeispiel in einem nachfolgenden Prozessschritt durch Strukturieren erste Elektroden **20** hergestellt, die Anoden sind.

[0110] Auf die erste Elektrodenschicht **2** wird vorliegend mittels eines Verdampfungsprozesses eine organische Schichtenfolge **3** aufgebracht. Die Schichtenfolge **3** umfasst insbesondere eine der ersten Elektrodenschicht **2** benachbarte Lochtransportschicht **31**, die beispielsweise 1-Naphdata und/oder α -NPD enthält. Weiter umfasst die aktive Schichtenfolge **3** eine zur Strahlungserzeugung geeignete aktive Schicht **32**, die vorliegend ein zur Emission von

elektromagnetischer Strahlung geeignetes niedermolekulares Material wie Alq_3 und/oder DPVBi enthält. Weiter umfasst die aktive Schichtenfolge **3** eine Elektronentransportschicht **33**, die beispielsweise Alq_3 und/oder BPhen aufweist. Dieser ist eine zweite Elektrodenschicht **4** benachbart, die nachfolgend ebenfalls mittels eines Verdampfungsprozesses auf die organische Schichtenfolge **3** aufgebracht wird.

[0111] Alternativ kann die Schichtenfolge **3** auch mittels eines Drehschleuder-Verfahrens aufgebracht werden. Die Schichtenfolge **3** umfasst dann beispielsweise nur zwei Schichten, die beispielsweise ein Polymer aufweisen: eine der ersten Elektrodenschicht **2** benachbarte Lochtransportschicht **31** und eine aktive Schicht **32**. Beispielsweise weist die Lochtransportschicht **31** PEDOT auf und/oder die aktive Schicht **32** weist PPV und/oder Polyfluoren auf. Bei einer anderen Ausführungsform umfasst die Schichtenfolge zusätzlich mindestens eine dritte Schicht, beispielsweise eine Elektronentransportschicht **33**. Zumindest in diesem Fall weist die Schichtenfolge bevorzugt wenigstens ein vernetzbares Polymer auf. Beispielsweise ist das vernetzbare Polymer durch Bestrahlen mit elektromagnetischer Strahlung vernetzbar, anders ausgedrückt photovernetzbar. Nach dem Vernetzen des vernetzbaren Polymers ist die Schicht, die das vernetzbare Polymer enthält mit Vorteil unlöslich in einem Lösungsmittel, das für das Aufbringen der folgenden Schicht verwendet wird.

[0112] Die Dicke der organischen Schichtenfolge **3** ist bevorzugt kleiner oder gleich 500 nm, besonders bevorzugt kleiner oder gleich 200 nm.

[0113] Aus der zweiten Elektrodenschicht **4** werden vorliegend Kathoden **40** durch nachfolgendes Strukturieren hergestellt. Die zweite Elektrodenschicht **4** umfasst eine dünne Injektionsschicht eines Alkali- oder Erdalkalimetalls, beispielsweise Kalzium, und eine Deckschicht, die vorliegend Aluminium und/oder Silber beinhaltet.

[0114] Nachfolgend wird, wie in [Fig. 1B](#) dargestellt, die organische Schichtenfolge **3** zu einzelnen Schichtstapeln **300** strukturiert, wobei vorliegend auch ein Teilbereich der ersten Elektrodenschicht **2** freigelegt wird. Die Strukturierung erfolgt beispielsweise durch Laserablation. Bei diesem Verfahrensschritt werden vorliegend auch die zweite Elektrodenschicht **4** und die erste Elektrodenschicht **2** zu zweiten Elektroden **40** und ersten Elektroden **20** strukturiert. Alternativ können die erste und/oder die zweite Elektrodenschicht **2**, **4** bereits beim Aufbringen strukturiert werden. Die Strukturierung der organischen Schichtenfolge **3** zu einzelnen Schichtstapeln **300** kann alternativ auch vor dem Aufbringen der zweiten Elektrodenschicht **4** erfolgen.

[0115] Nachfolgend wird auf die zweite Elektrode **40** eines Schichtstapels **300** eine isolierende Schicht **5** aufgebracht. Dieser Verfahrensschritt und die nachfolgende Verfahrensschritte werden bevorzugt bei einer Mehrzahl von Schichtstapeln **300**, besonders bevorzugt bei allen Schichtstapeln **300**, zu gleichen Zeiten oder sequentiell ausgeführt. Die isolierende Schicht weist vorliegend eine Ausnehmung **51** auf, die einen mittleren Bereich der zweiten Elektrode **40** frei lässt (vgl. auch [Fig. 2A](#)). Beispielsweise wird die isolierende Schicht durch Verdampfen oder Sputtern aufgebracht. Sie weist zum Beispiel Al_2O_3 , Polytetrafluorethylen, PS und/oder PMMA auf oder besteht aus einem dieser Materialien. Alternativ kann es sich bei der isolierenden Schicht auch um eine selbstorganisierte Monolage handeln.

[0116] Auf dem freigelegten Teilbereich der ersten Elektrode **20**, der isolierenden Schicht **5** und dem mittleren Teil der zweiten Elektrode **40** wird, vorzugsweise mittels Aufdampfen durch eine Maske hindurch, eine Leiterbahn **6** erzeugt (vgl. [Fig. 1C](#)). Beispielsweise enthält die Leiterbahn Aluminium, Silber, Gold und/oder Kupfer oder besteht aus einem dieser Materialien. Sie hat vorliegend die Form einer rechteckigen Spirale, wie in [Fig. 2B](#) dargestellt.

[0117] Ein erstes Ende **61** der Leiterbahn befindet sich auf dem freigelegten Teilbereich der ersten Elektrode **20** und ein zweites Ende **62** der Leiterbahn befindet sich auf dem mittleren Bereich der zweiten Elektrode **40**, in der Ausnehmung **51** der isolierenden Schicht **5**. Die Leiterbahn **6** stellt eine Antenne dar, die die erste und die zweite Elektrode **20**, **40** mittels ihrer Enden **61**, **62** elektrisch leitend verbindet. Das Substrat **1** ist vorliegend frei von weiteren Leiterbahnen.

[0118] Nachfolgend wird, wie in [Fig. 1D](#) gezeigt, auf das Substrat **1** stellenweise ein Klebstoff aufgebracht. Bevorzugt umschließt der Klebstoff den Schichtstapel **300** in der Haupterstreckungsebene des Substrats **1** vollständig. Der Klebstoff ist zum Beispiel durch Bestrahlen, beispielsweise mit ultravioletter oder infraroter Strahlung, und/oder durch Erwärmen härtbar. Bei dem Klebstoff **7** handelt es sich beispielsweise um ein Epoxidharz.

[0119] Nachfolgend wird eine zusammenhängende Verkapselung **8** auf das Substrat **1** aufgebracht (vgl. [Fig. 1E](#)). Die zusammenhängende Verkapselung **8** besteht vorliegend aus Glas und weist Vertiefungen **81** auf, die geeignet sind, je einen Schichtstapel **300** aufzunehmen. Die zusammenhängende Verkapselung **8** wird so auf dem Substrat **1** angeordnet, dass die Halbleiterschichtstapel **300** in den Vertiefungen **81** zu liegen kommen. Vorliegend ist die Ausdehnung des Substrats **1** und der zusammenhängenden Verkapselung **8** in der Haupterstreckungsebene des Substrats **1** gleich groß, und das Substrat **1** und die

zusammenhängende Verkapselung **8** sind bündig zueinander angeordnet, sodass sie in Draufsicht auf das Substrat **1** deckungsgleich sind. Die zwischen den Vertiefungen **81** angeordneten Bereiche der dem Substrat **1** zugewandten Seite der zusammenhängenden Verkapselung **8** werden zumindest teilweise von dem Klebstoff **7** benetzt.

[0120] Nachfolgend wird der Kleber **7** ausgehärtet, sodass eine mechanisch stabile Verbindung zwischen der zusammenhängenden Verkapselung **8** und dem Substrat **1** entsteht. Der Schichtstapel **300** wird dabei derart in der Vertiefung **81** eingeschlossen, dass Wasser, Luftsauerstoff und andere korrosive Stoffe möglichst nicht aus dem Außenraum in die Vertiefung **81** eindringen können.

[0121] Das Aushärten des Klebstoffs **7** erfolgt beispielsweise durch Bestrahlung mit elektromagnetischer, insbesondere ultravioletter, Strahlung. Die Bestrahlung erfolgt zum Beispiel mittels einer UV-Lampe, insbesondere bei großflächiger Bestrahlung, oder mittels eines Lasers, dessen Strahlung insbesondere fokussiert wird. Dies ist beispielsweise in der Druckschrift US 2006-0105493 A1 beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern durch Rückbezug aufgenommen ist. Die Bestrahlung des Klebstoffs **7** erfolgt dabei durch das Trägersubstrat **1** und/oder durch die zusammenhängende Verkapselung **8** hindurch. Vorteilhafterweise befinden sich dabei an den zu verklebenden Stellen keine Leiterbahnen oder Ähnliches im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung, sodass die Bestrahlung des Klebstoffs **7** an allen Stellen möglichst gleichmäßig erfolgt.

[0122] So wird ein homogenes Aushärten des Klebstoffs **7** erreicht, wodurch eine besonders hermetische Verkapselung erzielt wird.

[0123] Nachfolgend werden die Schichtstapel **300** mittels Schnitten **9** durch die zusammenhängende Verkapselung **8**, den Klebstoff **7** und das Substrat **1** zu einzelnen organischen lichtemittierenden Bauelementen **10** vereinzelt (vgl. [Fig. 1F](#)). Erst bei diesem Verfahrensschritt wird vorliegend das Substrat **1**, also das Trägersubstrat für die Mehrzahl der Schichtstapel, zu einzelnen Substraten **100** und die zusammenhängende Verkapselung **8** zu einzelnen Kappen **80** strukturiert.

[0124] Das Bauelement **10** weist vorteilhafterweise keine äußeren Kontaktflächen auf. Daher entfällt ein aufwendiges Entfernen der organischen Schichtenfolge von solchen Kontaktflächen und es muss auch kein Teilbereich des Substrats **100** zur Aufnahme solcher Kontaktflächen vorgesehen sein. Die Kappe **80** und das Substrat **100** können daher, wie in [Fig. 1F](#) gezeigt, formschlüssig angeordnet sein. Zudem gibt es keine elektrischen Leiterbahnen, die zwischen der Kappe **80** und dem Substrat **100** aus dem von der

Vertiefung **81** der Kappe **80** gebildeten Innenraum des Bauelements in den Außenraum geführt werden müssen, und die bei organischen lichtemittierenden Bauelementen herkömmlicher Bauart Diffusionskanäle darstellen können, entlang derer Sauerstoff und Wasser in den Innenraum **81** des Bauteils eindringen können und die Alterung des Schichtstapels **300** beschleunigen.

[0125] Bei einer Variante dieses Ausführungsbeispiels hat die Antenne **6** Form einer achteckigen Spirale, wie in [Fig. 2C](#) dargestellt.

[0126] Beispielhaft ist in [Fig. 2C](#) auch ein elektronisches Bauelement **17** dargestellt, das vorliegend zwischen der ersten Elektrode **20** und dem ersten Ende **61** der Antenne **6**, beispielsweise auf der von dem Substrat **100** abgewandten Seite des Schichtstapels **300**, angeordnet ist. Alternativ kann es auch seitlich neben dem Schichtstapel **300** auf dem Substrat **100** angeordnet sein.

[0127] Beispielsweise handelt es sich bei dem elektronischen Bauelement **17** um eine Diode, die zur Gleichrichtung des in den Schichtstapel **300** eingepprägten Stroms vorgesehen ist. Die Diode **17** ist elektrisch leitend mit der ersten Elektrode **20** und dem ersten Ende **61** der Antenne **6** verbunden, insbesondere mittels Bonden oder Löten beispielsweise von Anschlussdrähten und schließt so den Stromkreis.

[0128] Alternativ dazu kann ein solches elektronisches Bauelement **17** bzw. eine Schaltung aus mehreren solcher Bauelemente **17** auch als Schichtstruktur, anders ausgedrückt als Folge von, insbesondere strukturierten, Schichten wie Halbleiterschichten, ausgebildet sein. Beispielsweise ist die Schichtstruktur, die bevorzugt eine epitaktische Halbleiterschichtenfolge umfasst, zwischen dem Schichtstapel **300** und der ersten Elektrode **20** angeordnet.

[0129] Bei einem organischen lichtemittierenden Bauelement **10** gemäß dem Ausführungsbeispiel der [Fig. 3A](#) und [Fig. 3B](#) bleibt statt eines mittleren Bereichs, wie beim vorhergehenden Ausführungsbeispiel, ein Randbereich **51** der zweiten Elektrode **40** von der isolierenden Schicht **5** unbedeckt. Die Antenne ist als rechteckige Spirale aus Leiterbahnen ausgeführt. Ausgehend von einem ersten Ende **61** der Leiterbahn **6**, das elektrisch leitend mit der ersten Elektrode **20** verbunden ist, sind auf der isolierenden Schicht **5** Windungen ausgebildet, die spiralförmig von einem Randbereich der isolierenden Schicht **5** zu einem mittleren Bereich der isolierenden Schicht **5** verlaufen. Von dort verläuft ein Verbindungsstück **63** der Leiterbahn **6** wieder zum Rand der isolierenden Schicht **5** und geht in ein zweites Ende **62** über, das in der Ausnehmung **51** der isolierenden Schicht **5** angeordnet und elektrisch leitend mit der zweiten Elektrode **40** verbunden ist. Zwischen dem Verbindungs-

stück **63** und den Windungen der Antenne **6** ist eine Trennschicht **16** angeordnet, die das Verbindungsstück **63** gegen die Windungen, über die es verläuft, elektrisch isoliert. So wird ein Kurzschluss der Antenne **6** durch das Verbindungsstück **63** verhindert.

[0130] In [Fig. 3C](#) ist eine Variante dieses Ausführungsbeispiels dargestellt. Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel der [Fig. 3A](#) und [Fig. 3B](#) ist die Leiterbahn **6** bei diesem Ausführungsbeispiel in der Art einer Rechteckswelle ausgebildet, die elektrisch leitend mit dem freiliegenden Teil der ersten Elektrode **20** verbunden ist und sich von dort zu der auf der gegenüberliegenden Seite des organischen Schichtstapels **300** angeordneten Ausnehmung **51** der isolierenden Schicht **5** erstreckt, wo sie mit der zweiten Elektrode **40** ebenfalls elektrisch leitend verbunden ist.

[0131] Beispielhaft zeigt die [Fig. 3C](#) auch ein datenspeicherndes Bauelement **18**, beispielsweise einen Folienkondensator mit Soll-Kurzschlussstelle oder einen RFID-Chip, das in Parallelschaltung zu dem Schichtstapel **300** mit dem ersten Ende **61** und dem zweiten Ende **62** der Antenne **6** elektrisch verbunden ist, beispielsweise mittels Anschlussdrähten und/oder durch Löten bzw. Bonden. So wird das von der Antenne **6** empfangene elektromagnetische Wechselfeld vorteilhafterweise auch in das datenspeichernde Bauelement **18** eingekoppelt. Beispielsweise ist das datenspeichernde Bauelement **18** neben dem Schichtstapel **300** auf dem Substrat **100** angeordnet oder es ist der vom Substrat **100** abgewandten Seite des Schichtstapels **300** benachbart.

[0132] Auch ein elektronisches Bauelement **17**, das beispielsweise ein zur Spannungsglättung vorgesehener Kondensator ist, kann wie das datenspeichernde Bauelement **18** in Parallelschaltung zu dem Schichtstapel **300** elektrisch angeschlossen sein.

[0133] Die Ausgestaltungen der Ausnehmungen **51** und der Antenne **6** sind nicht auf die in dem ersten und zweiten Ausführungsbeispiel beschriebenen Geometrien beschränkt. Vielmehr können sie den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst werden.

[0134] Bei dem in [Fig. 4](#) dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Antenne **6** nicht wie bei den ersten beiden Ausführungsbeispielen auf der von dem Substrat **100** abgewandten Seite der zweiten Elektrode **40** angeordnet. Stattdessen befindet sie sich zwischen dem Substrat **100** und dem Schichtstapel **300**.

[0135] Nachfolgend auf die Antenne **6** ist die erste Elektrode **20** angeordnet. Eine isolierende Schicht **5** trennt die Antenne **6** von der ersten Elektrode **20**. Dabei weist die isolierende Schicht **5** eine Ausnehmung **51** auf, in die hinein sich die erste Elektrode **20** er-

streckt. Ein erstes Ende **61** der Antenne **6** befindet sich ebenfalls in der Ausnehmung **51**, sodass ein elektrischer Kontakt zwischen der ersten Elektrode **20** und der Antenne **6** hergestellt wird.

[0136] Nachfolgend auf die erste Elektrode **20** ist der Schichtstapel **300** aufgebracht, auf diesen folgt die zweite Elektrode **40**.

[0137] Das zweite Ende **62** der Antenne ragt bei diesem Ausführungsbeispiel seitlich über den Schichtstapel **300** hinaus, sodass ein Kontakt mit der zweiten Elektrode **40** hergestellt wird, die vorliegend nicht nur auf dem Schichtstapel **200** angeordnet ist, sondern auch seitlich über diesen zu dem zweiten Ende **62** der Antenne **6** gezogen ist.

[0138] Während bei dem organischen lichtemittierenden Bauelement gemäß dem ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel gemäß den [Fig. 1A](#) bis [Fig. 3C](#) eine von dem Schichtstapel **300** im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung im Wesentlichen durch die erste Elektrode **20** und das Substrat **100** ausgekoppelt wird ("bottom-emitter"), erfolgt die Auskopplung der elektromagnetischen Strahlung bei dem Bauelement **10** gemäß dem Ausführungsbeispiel der [Fig. 4](#) vorzugsweise im Wesentlichen durch die zweite Elektrode **40** ("top-emitter"). Bei diesem Ausführungsbeispiel braucht daher das Substrat **100** nicht transparent zu sein. Die erste Elektrode **20** weist bevorzugt einen möglichst hohen Reflexionskoeffizienten auf. Dagegen ist die zweite Elektrode **40** bevorzugt für eine von dem Schichtstapel **300** im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise durchlässig. Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung des Ausführungsbeispiels der [Fig. 4](#) stellt die zweite Elektrode **40** die Anode dar und besteht beispielsweise aus Indium-Zinn-Oxid. Die erste Elektrode **20** stellt dann bevorzugt die Kathode dar und umfasst beispielsweise Aluminium.

[0139] Die Vorrichtung gemäß dem in der [Fig. 5A](#) dargestellten ersten Ausführungsbeispiel umfasst ein organisches lichtemittierendes Bauelement **10**, das mittels Haltemitteln **11** in einer Halterung **15** angeordnet ist. Die Haltemittel **11** sind vorliegend als Vorsprünge in der Verkapselung **80** ausgebildet. Diese Vorsprünge **11** rasten in passenden Ausnehmungen von flexiblen Stützmitteln **12** der Halterung **15** – bevorzugt formschlüssig – ein.

[0140] So kann eine einfache und reproduzierbare Ausrichtung des Bauelements **10** erreicht werden. Gleichzeitig kann es in einfacher Weise aus der Halterung **15** entfernt werden. So ist einerseits ein einfacher Austausch im Defektfall gewährleistet, andererseits ist eine hohe Variabilität gewährleistet, die dem Anwender den Einsatz von Bauelementen **10** mit unterschiedlichen Farben und/oder Formen erlaubt, die einfach gegeneinander ausgetauscht werden können.

nen.

[0141] Vorliegend umfasst die Halterung **15** auch eine Steuereinheit **13**, die das organische lichtemittierende Bauelement **10** mit Energie versorgt. Die Steuereinheit **13** und das Bauelement **10** sind nicht elektrisch leitend verbunden. Vielmehr erfolgt die Energieversorgung durch ein von der Steuereinheit **13** mittels einer Spule und/oder Antenne aus einem Wechselstrom oder einem zeitlich variierenden Gleichstrom erzeugtes elektromagnetisches Wechselfeld (angedeutet durch Pfeile **14**), das von der Steuereinheit **13** abgestrahlt wird. Das elektromagnetische Wechselfeld **14** wird vorliegend induktiv in das organische lichtemittierende Bauelement **10** eingekoppelt und von der Empfängervorrichtung, die vorliegend eine aus Leiterbahnen **6** gebildete Antenne umfasst, empfangen. Die Antenne **6** entnimmt dem elektromagnetischen Wechselfeld **14** Energie und wandelt diese in elektrische Energie um. So wird ein Strom in den Schichtstapel **300** eingeprägt, der die aktive Schicht **32** zur Emission von elektromagnetischer Strahlung anregt.

[0142] Ein fehleranfälliges und zeitaufwendiges elektrisches Kontaktieren mittels Bondpads oder Ähnlichem an den Außenflächen des Bauelements ist mit Vorteil nicht notwendig.

[0143] Bei der Vorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der [Fig. 5B](#) ist das organische lichtemittierende Bauelement **10** mit Stützmitteln **12**, beispielsweise Metallklammern, an der Haltevorrichtung **15**, befestigt, insbesondere einfach lösbar befestigt. Die Halterung **15** weist vorteilhafterweise eine geringe Bauhöhe auf. Vorliegend ist eine Außenfläche der Halterung **15** einer Hauptfläche der Verkapselung **80** oder des Substrats **100** benachbart, insbesondere grenzen sie aneinander an. So wird mit Vorteil eine besonders geringe Höhe der Vorrichtung erzielt.

[0144] Bei der in [Fig. 5C](#) dargestellten Variante dieser Ausführungsform ist das organische lichtemittierende Bauelement **10** in einer Ausnehmung **150** der Halterung **15** angeordnet. Vorzugsweise füllt das Bauelement **10** die Ausnehmung **150** teilweise oder vollständig aus. Insbesondere liegen die von der Halterung **15** freigelassene Außenfläche des Bauelements **10** und der die Vertiefung **150** umgebende Teilbereich der Fläche der Halterung **15**, welche die Vertiefung **150** enthält, im Wesentlichen in einer Ebene. Beispielsweise fixiert wenigstens ein Stützmittel **12** das Bauelement **10** in der Halterung **15**.

[0145] In [Fig. 5C](#) ist als Stützmittel auf der linken Seite der Figur beispielhaft eine Metallklammer **12** abgebildet, die an dem die Vertiefung **150** umgebenden Teilbereich der Halterung **15** befestigt ist und sich über die Kante des Bauelements **10** auf dessen von der Halterung **15** freigelassene Fläche erstreckt.

[0146] Auf der rechten Seite der Figur ist beispielhaft ein Riegel **12**, der beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial besteht, dargestellt. Der Riegel **12** ist so an der Halterung **15** befestigt, dass er parallel zu der freigelassenen Fläche des Bauelements **10** beweglich ist. Mit einem solchen Riegel **12** ist eine besonders einfache Auswechslung des Bauelements **10** möglich.

[0147] Beispielsweise bei einem organischen lichtemittierenden Bauelement, das ein Sicherungs-Etikett ist, erfolgt die Verbindung mit des Bauelements **10** mit der Halterung **15**, insbesondere einer zu sichernden Ware, zum Beispiel mittels eines Klebstoffs. Die Verbindung ist in diesem Fall vorzugsweise nicht einfach lösbar.

[0148] Insbesondere wenn die Vorrichtung, wie in diesem Fall, ein organisches lichtemittierendes Bauelement **10** mit einem datenspeichernden Bauelement **10** umfasst, enthält die Halterung **15** vorzugsweise nicht die Steuereinheit **13**. Vorzugsweise wird es in ein von der Steuereinheit **13** mit dem elektromagnetischen Wechselfeld **14** bestrahltes Gebiet eingebracht, beispielsweise auf einer Fläche abgelegt oder an einer Fläche vorbeigeführt.

[0149] Eine Beleuchtungseinrichtung gemäß dem in [Fig. 6](#) dargestellten ersten Ausführungsbeispiel umfasst ein organisches lichtemittierendes Bauelement **10**, das vorliegend vollflächig mit einer Halterung **15**, wie einer Glasplatte, verbunden ist. Die Verbindung kann beispielsweise mittels eines Klebefilms hergestellt werden. Die Halterung **15** enthält dabei keine dem organischen lichtemittierenden Bauelement **10** benachbarten elektrischen Leiterbahnen oder Zuleitungen. Insbesondere führen keine elektrischen Leiterbahnen und/oder Zuleitungen zu dem organischen lichtemittierenden Bauelement, um dieses mit Energie zu versorgen.

[0150] Bei einer Variante dieses Ausführungsbeispiels umfasst die Halterung **15** eine Steuereinheit **13**, die eine Mikrowellenanlage darstellt. Beispielsweise umfasst eine solche Mikrowellenanlage einen Innenraum, in den Gegenstände eingebracht werden können, um mit dem von der Mikrowellenanlage erzeugten elektromagnetischen Wechselfeld bestrahlt zu werden, und eine Tür, die den Innenraum verschließt und die zum Beispiel zumindest stellenweise lichtdurchlässig ist.

[0151] Das organische lichtemittierende Bauelement **10** ist vorliegend in dem Innenraum der Mikrowellenanlage angeordnet, bevorzugt auf der dem Innenraum zugewandten Seite der Tür der Mikrowellenanlage, insbesondere an einer lichtdurchlässigen Stelle der Tür. Auf diese Weise wird das von der Mikrowellenanlage **13** erzeugte elektromagnetische Wechselfeld **14** induktiv in das Bauelement **10** einge-

koppelt, sodass dieses mit Energie versorgt wird. Ein solches organisches lichtemittierendes Bauelement ist besonders gut dazu geeignet, den Betriebszustand der Mikrowellenanlage **13** anzuzeigen.

[0152] Bei einer weiteren Variante ist das Hochfrequenzgerät ein Induktionsherd. Der Induktionsherd weist beispielsweise eine Kochfläche **15** auf. Das organische lichtemittierende Bauelement **10** ist beispielsweise auf der Kochfläche **15** angeordnet. Es befindet sich innerhalb des von dem Hochfrequenzgerät mit dem elektromagnetischen Wechselfeld bestrahlten Gebiet und zeigt mit Vorteil den Betriebszustand des Induktionsherds an.

[0153] Anstelle eines einzelnen organischen lichtemittierenden Bauelements **10** kann beispielsweise eine Mehrzahl von Bauelementen **10** zur Anzeige des Betriebszustands des Hochfrequenzgeräts vorgesehen sein. Insbesondere sind die Bauelemente **10** in diesem Fall so ausgeführt, dass aus dem Leuchtmuster der Bauelemente die Intensität des elektromagnetischen Wechselfelds abgelesen werden kann.

[0154] Eine Beleuchtungseinrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel umfasst eine Mehrzahl von organischen lichtemittierenden Bauelementen **10**. Diese sind in der Haupterstreckungsebene der Schichtstapel **300** bündig zueinander angeordnet. [Fig. 7](#) zeigt einen Ausschnitt einer solchen Beleuchtungseinrichtung.

[0155] Da die organischen lichtemittierenden Bauelemente keine äußeren Kontaktflächen aufweisen, wird die von der aktiven Schicht **32** des Schichtstapels **300** ausgekoppelte elektromagnetische Strahlung durch einen Großteil, bevorzugt im Wesentlichen durch die ganze sichtbare Fläche des Bauelements **10** ausgekoppelt. Die Beleuchtungseinrichtung weist daher eine möglichst einheitlich leuchtende Leuchtfläche auf, bei der die von den einzelnen Bauelementen **10** gebildeten Segmente der Leuchtfläche vom Betrachter nicht deutlich getrennt wahrgenommen werden.

[0156] Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Patentansprüche

1. Organisches lichtemittierendes Bauelement, umfassend
– ein Substrat (**100**),

- eine auf dem Substrat angeordnete erste Elektrode (20),
- einen auf der ersten Elektrode (20) angeordneten Schichtstapel (300), der mindestens eine Schicht aufweist, die ein organisches Material enthält und der geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeugen,
- eine auf dem Schichtstapel angeordnete zweite Elektrode (40),
- eine Empfängervorrichtung (6), die geeignet ist, Energie aus einem elektromagnetischen Wechselfeld (14) zu entnehmen, zumindest teilweise in elektrische Energie umzuwandeln und dem Schichtstapel (300) zur Verfügung zu stellen.

2. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 1, bei dem die Empfängervorrichtung (6) eine Spule oder eine Antenne umfasst.

3. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 2, mit einer auf die zweite Elektrode (40) aufgetragenen isolierenden Schicht (5), welche die zweite Elektrode (40) zumindest teilweise bedeckt, und auf welche die Antenne (6) zumindest teilweise aufgebracht ist.

4. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 3, bei dem die isolierende Schicht (5) einen Randbereich der zweiten Elektrode (40) bedeckt und einen mittleren Bereich der zweiten Elektrode (40) freilässt.

5. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 4, bei dem die Antenne (6) in dem mittleren Bereich mit der zweiten Elektrode (40) verbunden ist.

6. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 3, bei dem die isolierende Schicht (5) einen Randbereich der zweiten Elektrode (40) freilässt.

7. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 6, bei dem die Antenne (6) in dem Randbereich mit der zweiten Elektrode (40) verbunden ist.

8. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Empfängervorrichtung (6) geeignet ist, Wechselstrom gleichzurichten.

9. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 8, bei dem die Empfängervorrichtung (6) zur Gleichrichtung mindestens eine Diode umfasst.

10. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, das eine Verkapselung (80) aufweist, die derart auf dem

Substrat (100) angeordnet ist, dass sie zusammen mit diesem den Schichtstapel (300) umschließt.

11. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 10, bei dem die Verkapselung (80) das Substrat (100) in Draufsicht auf das Substrat vollständig überdeckt.

12. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 11, bei dem die Verkapselung (80) und das Substrat (100) in Draufsicht auf das Substrat bündig zueinander angeordnet sind.

13. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem der Ansprüche 10 bis 12, dessen Außenfläche frei von elektrischen Kontaktflächen ist.

14. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Empfängervorrichtung (6) dazu vorgesehen ist, ein elektromagnetisches Wechselfeld einer vorbestimmten Wellenlänge oder eines vorbestimmten Wellenlängenbereichs zu detektieren.

15. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß Anspruch 14 mit einer Antenne (6), deren Länge ein ganzzahliges Vielfaches eines Viertels der vorbestimmten Wellenlänge oder einer Wellenlänge des vorbestimmten Wellenlängenbereichs ist.

16. Organisches lichtemittierendes Bauelement gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, das ein zur Speicherung von Information geeignetes Datenspeicherndes Bauelement umfasst.

17. Vorrichtung, umfassend mindestens ein organisches lichtemittierendes Bauelement (10) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche und eine Steuereinheit (13), welche im Betrieb ein elektromagnetisches Wechselfeld (14) erzeugt, welches das Bauelement (10) mittels der Empfängervorrichtung (6) mit Energie versorgt.

18. Vorrichtung gemäß Anspruch 17, bei dem das organische lichtemittierende Bauelement (10) galvanisch von der Steuereinheit (13) getrennt ist.

19. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 17 und 18, bei dem die Steuereinheit (13) das elektromagnetische Wechselfeld (14) aus einem Wechselstrom und/oder aus einem zeitlich variierenden Gleichstrom erzeugt.

20. Vorrichtung gemäß Anspruch 19, bei dem das von der Steuereinheit (13) erzeugte elektromagnetische Wechselfeld (14) induktiv in die Empfängervorrichtung (6) eingekoppelt ist.

21. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 17 bis 20, die eine Halterung (15) umfasst, mit der das

organische lichtemittierende Bauelement (10) mechanisch stabil verbunden ist.

(80) mittels einer strukturierten Verbindungsschicht (7) verbunden werden.

22. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, bei der die Halterung (15) die Steuereinheit (13) enthält.

31. Verfahren nach Anspruch 30, bei dem die strukturierte Verbindungsschicht (7) thermisch und/oder optisch härtbar ist.

23. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Steuereinheit (13) ein Hochfrequenzgerät, insbesondere eine Mikrowellenanlage, darstellt, das im Betrieb ein Gebiet mit dem elektromagnetischen Wechselfeld (14) bestrahlt, wobei das Hochfrequenzgerät dazu vorgesehen ist, Gegenstände mit dem elektromagnetischen Wechselfeld zu bestrahlen und das organische lichtemittierende Bauelement (10) in dem Gebiet angeordnet ist.

32. Verfahren nach Anspruch 31, bei dem die strukturierte Verbindungsschicht (7) durch Bestrahlen mit elektromagnetischer Strahlung ausgehärtet wird.

24. Beleuchtungseinrichtung, die mindestens eine Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 17 bis 23 umfasst.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen

25. Beleuchtungseinrichtung gemäß Anspruch 24, bei der eine Mehrzahl von organischen lichtemittierenden Bauelementen (10) in ihrer Haupterstreckungsebene zumindest in einer Richtung bündig zueinander angeordnet sind, sodass sie zusammen eine Leuchtfläche bilden.

26. Verfahren zur Herstellung eines organischen lichtemittierenden Bauelementes mit den Schritten:

- Bereitstellen eines Substrats (100);
- Herstellen eines Schichtstapels (300), der mindestens eine Schicht aufweist, die ein organisches Material enthält und der geeignet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, auf dem Substrat;
- Aufbringen einer Verkapselung (80) auf das Substrat (100) und den Schichtstapel (300), wobei die Verkapselung derart aufgebracht wird, dass die Außenfläche des Bauelements frei von elektrischen Kontaktflächen ist.

27. Verfahren nach Anspruch 26, bei dem eine Mehrzahl von organischen lichtemittierenden Bauelementen (10) hergestellt wird, wobei eine Mehrzahl von Schichtstapeln (300) auf einem Substrat (1) hergestellt wird und eine zusammenhängende Verkapselung (8) auf eine Mehrzahl von Schichtstapeln (100) aufgebracht wird.

28. Verfahren nach Anspruch 27, bei dem die Bauelemente (10) mittels Schnitten (9) einzeln werden, die das Substrat (1) und die zusammenhängende Verkapselung (8) durchtrennen.

29. Verfahren nach Anspruch 27 oder 28, bei dem die zusammenhängende Verkapselung (8) Ausnehmungen (81) zur Aufnahme der Schichtstapel (300) aufweist.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 29, bei dem das Substrat (100) und die Verkapselung

Anhängende Zeichnungen

FIG 1A

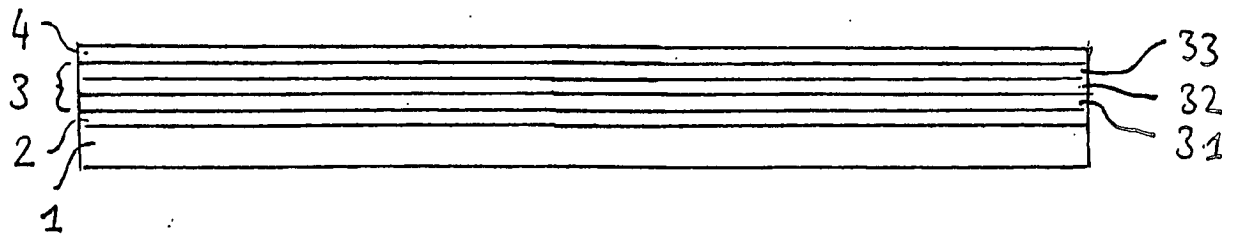


FIG 1B

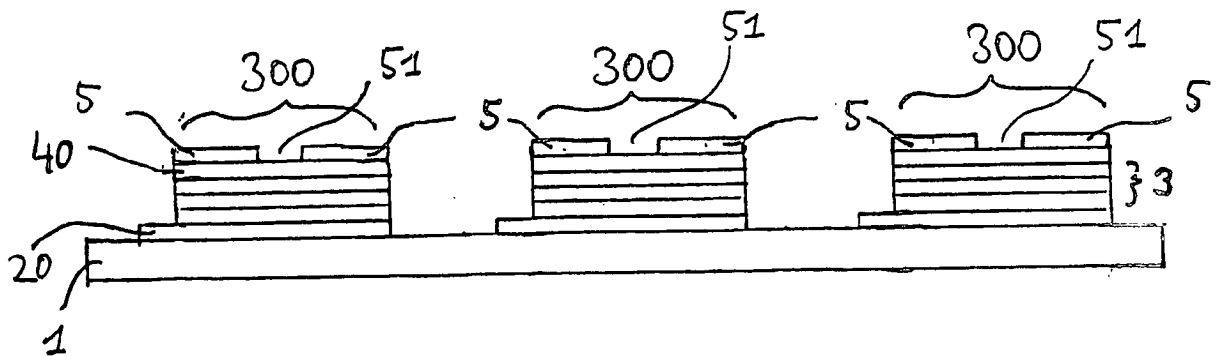


FIG 1C

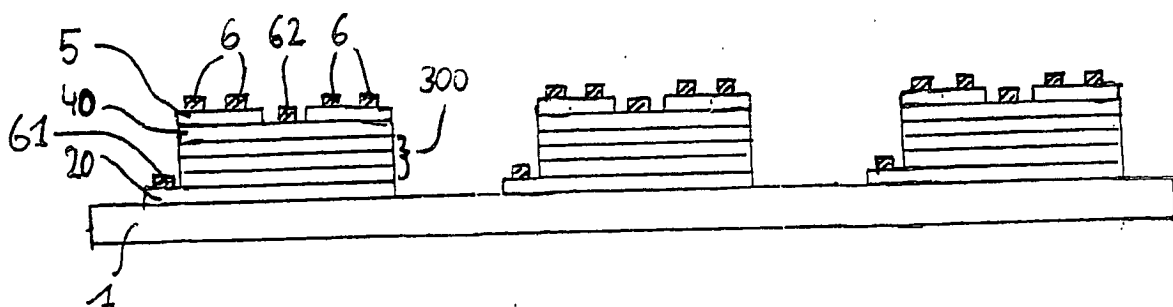


FIG 1D

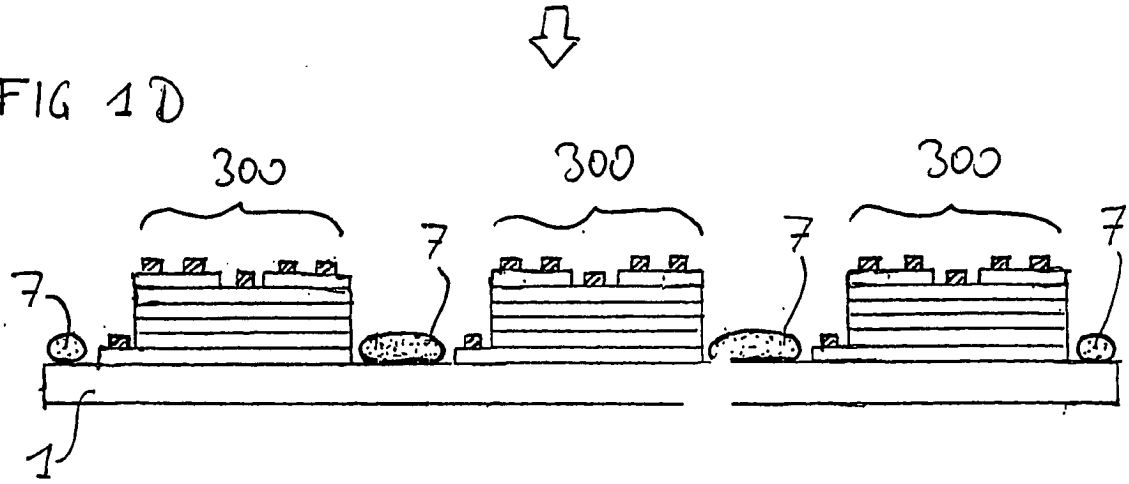


FIG 1E

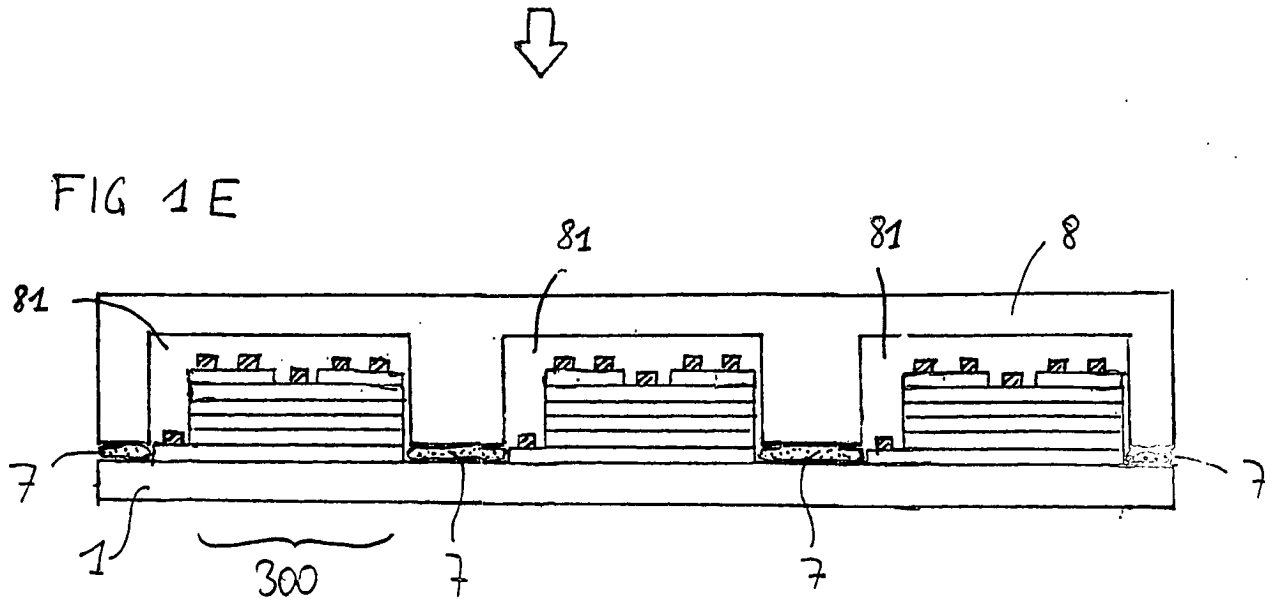




FIG 1F

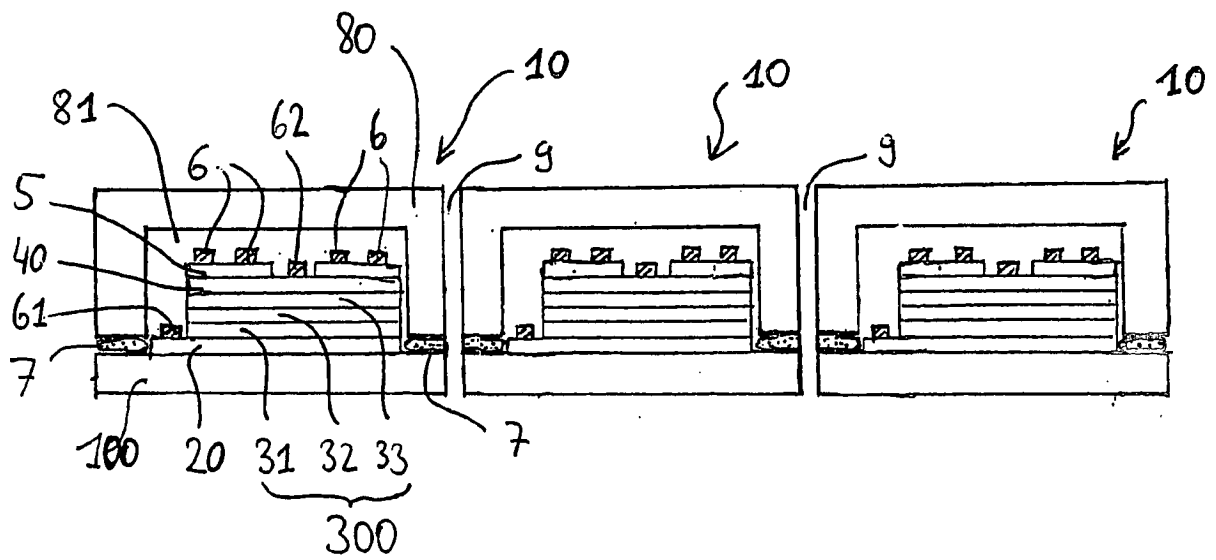


FIG 2A

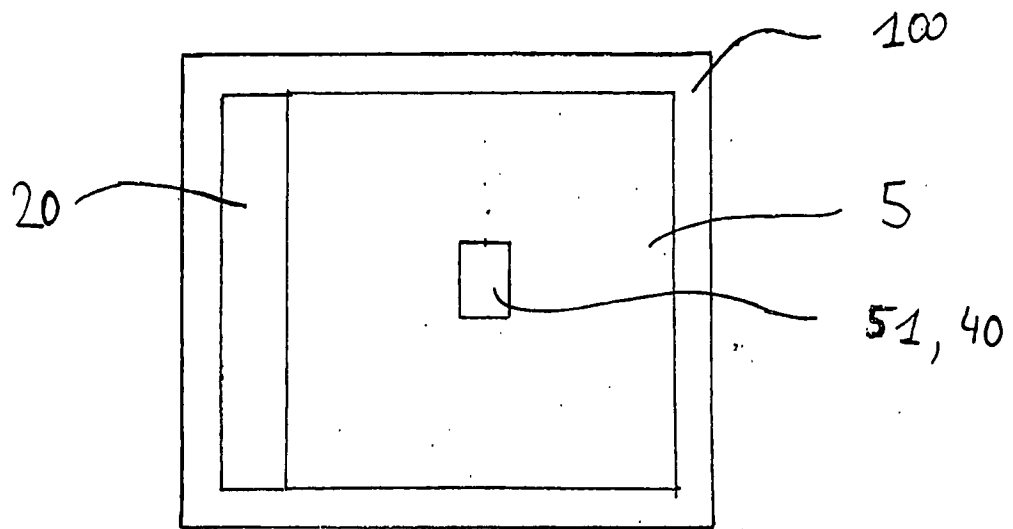


FIG 2B

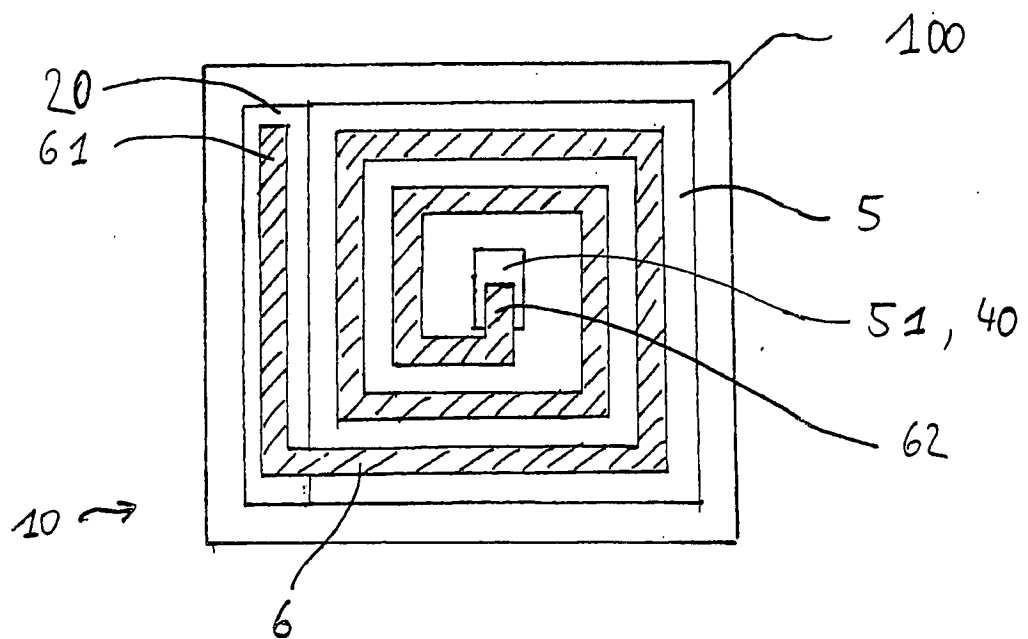


FIG 2C

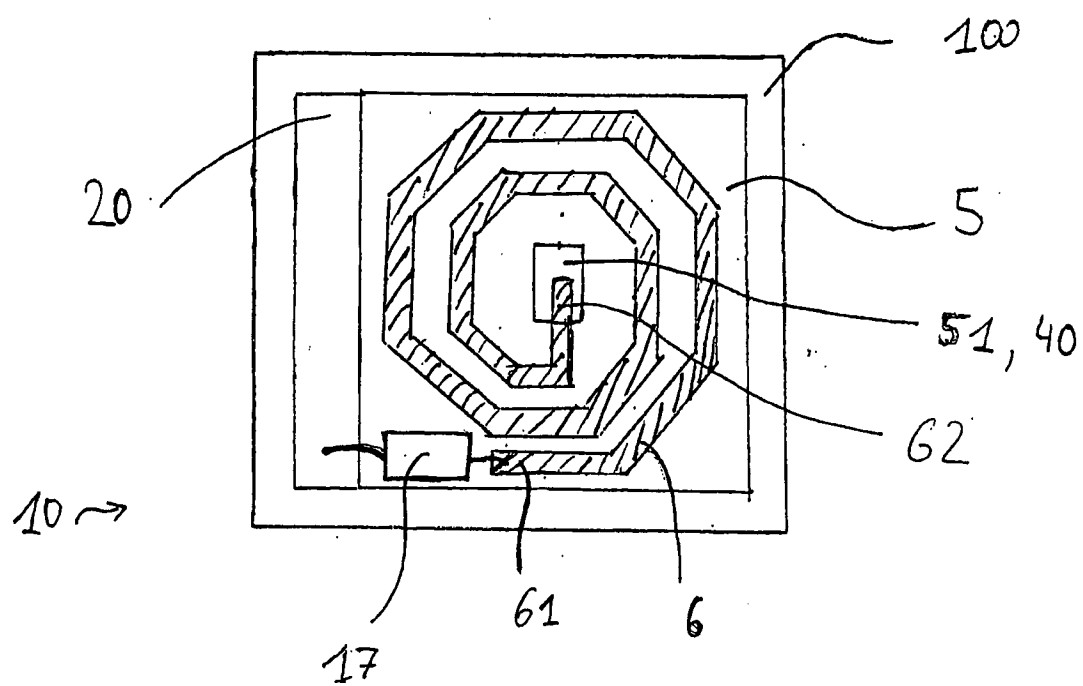


FIG 3A

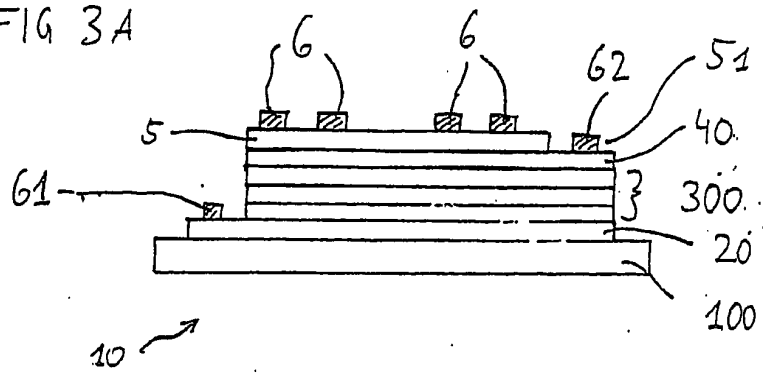


FIG 3B

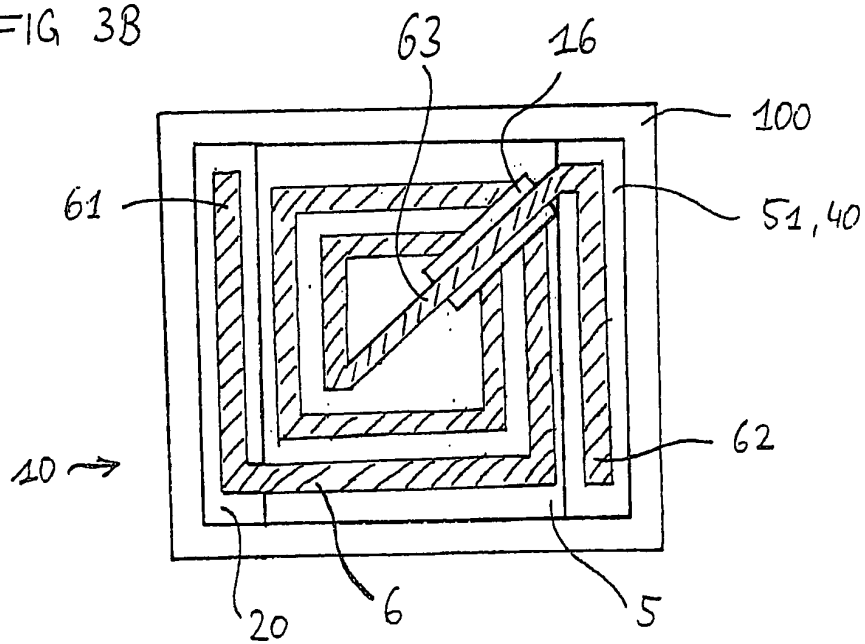


FIG 3C

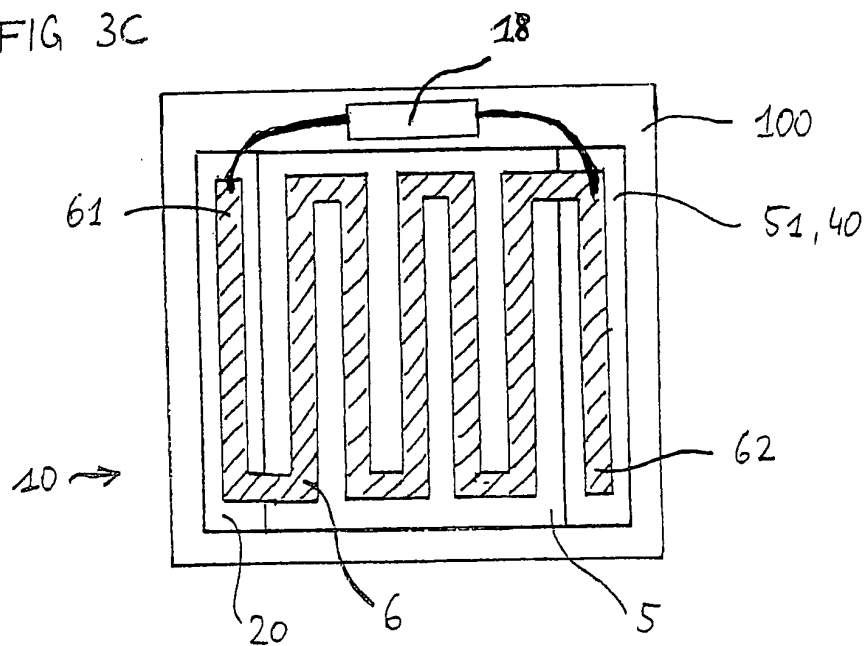


FIG 4

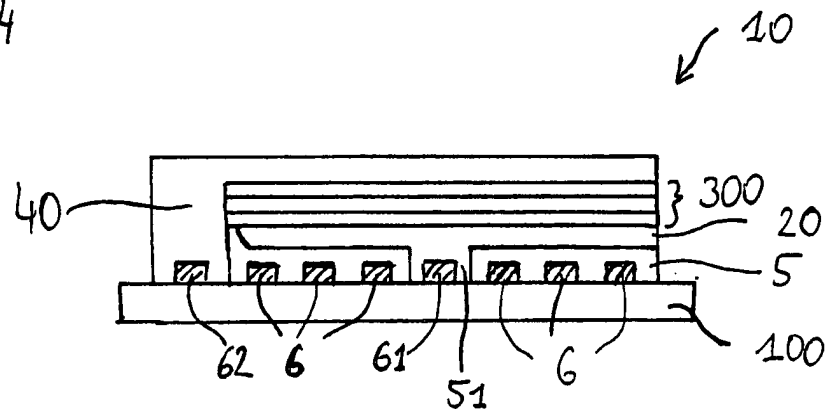


FIG 5A

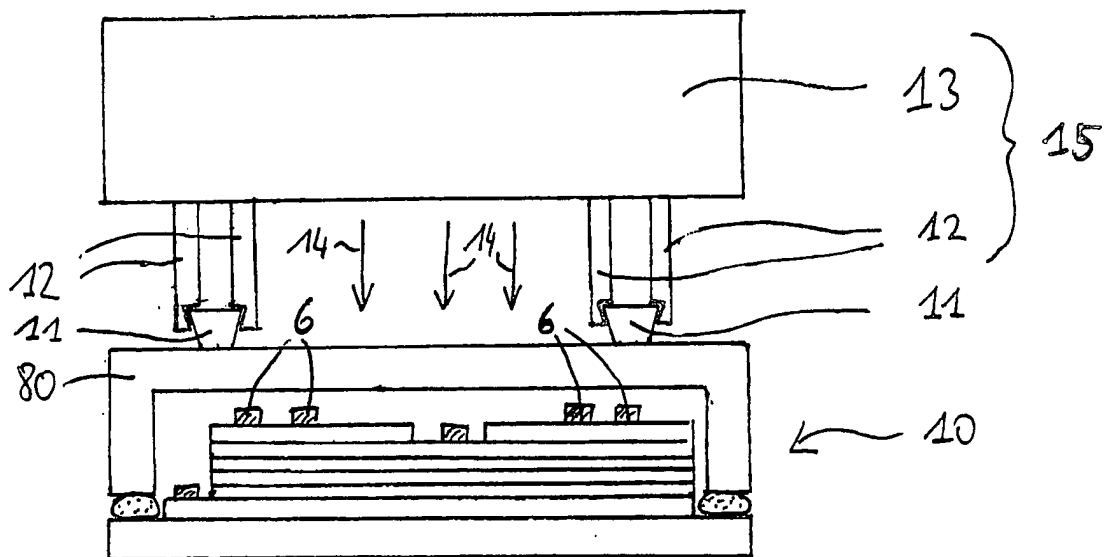


FIG 5B

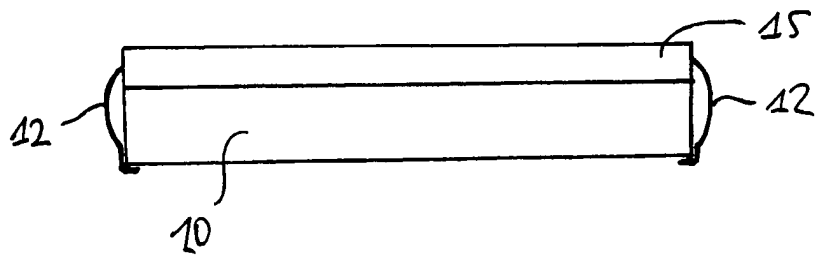


FIG 5C

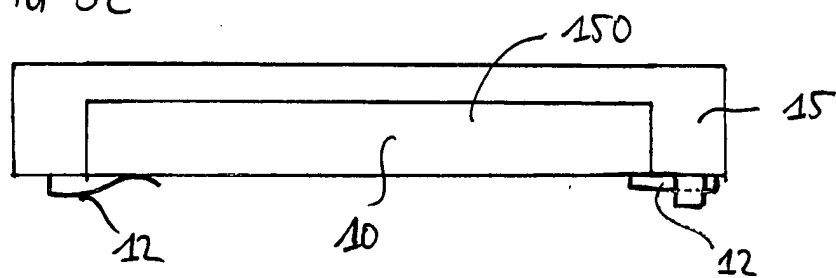


FIG 6

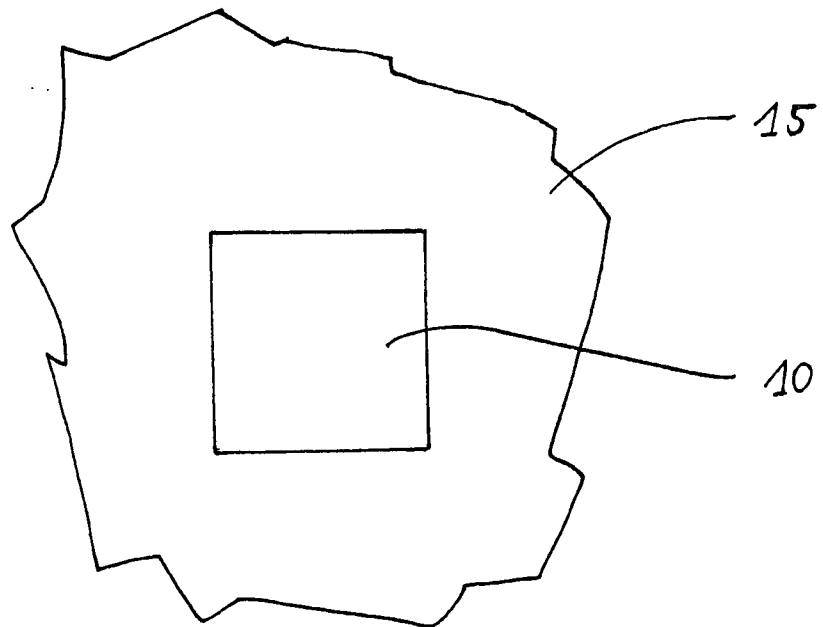


FIG 7

